PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-272774

(43)Date of publication of application: 05.10,2001

(51)Int CL

GO3F 7/004 GO2R 3/00

(21)Application number: 2000-087089

(71)Applicant : DAINIPPON PRINTING CO LTD

(22)Date of filing: 23,03,2000 (72)Inventor: KOBAYASHI HIRONORI

(54) METHOD FOR PRODUCING PATTERN FORMED BODY

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for producing a pattern formed body capable of efficiently forming a pattern comprising parts different from each other in wettability by energy irradiation.

SOLUTION: The method for producing a pattern formed body has (1) a photocatalyst-containing layer forming step in which a substrate is prepared and the photocatalyst-containing layer containing at least the photocatalyst and a binder is formed on the substrate as a layer whose wettability is varied in such a way that the contact angle to a liquid is reduced by the action of the photocatalyst attendant on energy irradiation, (2) a sensitivity enhancing treatment step in which the photocatalyst-containing layer is subjected to sensitivity enhancing treatment to enhance the catalytic activity of the photocatalyst and to enhance the sensitivity of the photocatalyst-containing layer and (3) a pattern forming step in which the surface of the photocatalyst-containing layer is patternwise irradiated with energy to form a pattern comprising parts different from each other in wettability.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

03.02.2004

Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] [Date of registration] 3945799

20.04.2007

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

識別記号

(51) Int.Cl.7

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号 特開2001-272774 (P2001-272774A)

テーマコート*(参考)

(43)公開日 平成13年10月5日(2001.10.5)

EA02

G03F	7/004	521		C03F	7/004		521	2H025
		511					511	2H048
G02B	3/00			G 0 2 B	3/00		Λ	2H096
	5/20	101			5/20		101	
G03F	7/075	5 2 1		C03F	7/075		521	
			審查請求	未請求 請求	き項の数22	OL	(全 22 頁)	最終頁に続く
(21) 出顧番号 特顯2000-87089(P2000-87089)		000-87089)	(71)出願	L 000002	897			
					大日本	印刷株	式会社	
(22) 出願日		平成12年3月23日(20		東京都	新宿区	市谷加賀町-	丁目1番1号	
				(72)発明	計 小林	弘典		
				東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号				
					大日本	印刷株	式会社内	
				(74)代理	100083	839		
					弁理士	石川	孝男	
				Fターム(参考) 21	1025 AA	02 AB13 AB20	ACO1 ADO1
						BH	03 CB33 CB41	DA36 DA40
						FA	01	
					28	1048 BA	02 BA64 BB02	BB14 BB42
					28	1096 AA	28 AA30 BA13	CA20 DA04

(54) 【発明の名称】 パターン形成体の製造方法

(57)【要約】

【課題】 本発明は、エネルギーの照射による濡れ性の 異なる部位からなるパターンを効率よく形成することが できるパターン形成体の製造方法を提供することを主目 的とするものである。

【解決手段】 本発明は、(1)基板を準備し、この基板上に、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により液体との接触角が低下するように濡れ件が変化する層であ

り、かつ少なくとも光地域およびバイングを含有する光 鉄螺含有層を形成する光地媒含有層形成工程と、(2) 上配光触媒含有層に感度向上処理を施して、上記光触域 の触媒活性を向上さて上配光地域含有層の感度を向上さ せる感度向上処理工程と、(3)上記光触媒含有層表面 に対して、エネルギーをバターン照射して満水性の異な る部位からなるパターンを形成するパターン形成体の製造 を有することを特徴とするパターン形成体の製造方法を 提供することにより上記課題を解する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (1) 基板を準備し、この基板上に、エ れルギー照射に伴う光触媒の作用により液体との接触 が低下するように濡れ性が変化する層であり、かつ少な くとも光触媒もよびパイングを含有する光触媒合有層を 形成する光触媒含有層形成工程と、(2) 前距光触媒合 有層に忠度向上処理を施して、前記光触媒の射域光度 向上させて前記光触媒含有層の感度を向上をせる感度向 上処理工程と、(3) 前記光触媒合有層表面に対して、 エネルギーをパターン解射して濡れ性の異なる部位から なるパターンを形成するパターン形成工程とを有することを特徴とするパターン形成なの製造方法。

【請求項2】 前記光触媒含有層が、エネルギー照射に よる光触媒の作用により分解され、これにより光触媒合 有層上の濡れ性を変化させることができる分解物質を含 むことを特徴とする請求項1記載のパターン形成体の製 清方法。

【請求項3】 前記パンタが、Y、S1 X (4-n) (ここで、Y はアルキル塞、フルオロアルキル塞、ビニル塞、アミノ塞、フェル基またはエボキシ基を示し、X はアルコキシル基またはハロゲンを示す。 n は0~3までの整数である。)で示される珪素化合物の1 種または 2種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物をあるカルガノがリシロキサンであることを特徴とする請求項 1 または請求項 2 に記録のパターン形成体の影造方法。【請求項4】 前記光触媒合有層は、エネルギーが照射された部分における表面張力40 m N/mの液体との接触角を、エネルギーが照射された部分における表面所力40 m N/mの液体との接触角を、エネルギーが照射された部分における表面所力40 m N/mの液体との接触角とする光触媒合有層であることを特徴とする語求項1から請求項3までのいずむかの請求項に記載のパ

ターン形成体の製造方法。
【請求項51 (1) 基核と準備し、この基板上に、少なくとも光触媒が含有されて光触媒含有層を形成する光 触媒含有層形成工程と、(2)前記光触媒含有層と形成する光 触媒含有層形成工程と、(2)前記光触媒含有層上に、 エネルギー照射に伴う光触媒の作用により液体との接触 内が低下するように濡れ性可変研形成工程と、(3)前記光 触媒含有層に対して感度向上処理を施して、前記光触媒 の触媒活性を向上させて順記光触媒含有層の態度を向上 させる感度向上処理工程と、(4)前記濡れ性可変層表 面に対して、エネルギーをパターン照射して濡れ性の変 なる部位からなるパターンを形成するパターン形成工程 とを有することを特徴とするパターン形成体の製造方 法.

【請求項6】 前記器れ任可変層が、Y_nSiX (+-n) (ここで、Yはアルキル基、アルオロアルキル 基、ビニル基、アミノ基、フェニル基またはエエキシ基 を示し、Xはアルコキシル基またはハロゲンを示す。n は0~3までの整数である。) で示される往来私合物の 1種または2種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物であるオルガノボリシロキサンを含む層であることを特徴とする請求項5記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項7】 前記濡れ性可変層は、エネルギーが照射 されていない部分における表面張力40 mN/mの液体 の接触角を、エネルギーが照射された部分における表 面張力40 mN/mの液体との接触角より1度以上大き い接触角とする濡れ性可変層であることを特徴とする請 求項5まなは請求項6に記載のパターン形皮体の製造方 法.

【請求項8】 (1) 基板を準備し、この基板上に、少 なくとも光触媒が含有された光触媒含有層と形成する光 触媒含有層工程と、(2) 前記光触媒含有層に、エネ ルギーが照射された際に光触媒合有層の作用により分解 除去される分解除去層を形成する分解除去層形成工程

と、(3)前記光触媒含有層に対して感度向上処理を施

して、前配光機様の触媒活性を向上させて前配光機媒合 有層の態度を向しさせる態度向上処理工程と、(4)前 形が解除去層を面に対して、エネルギーをパッン三級射 して照射された部分の分解除去層を除去することによ り、分解除去層の有無によるパターンを形成でるパター 形成工程とを有することを特徴とするパターン形成体

の製造方法。 【請求項9】 前配分解除去層が、炭化水素系、フッ素 系またはシリコーン系の非イオン界面活性剤であること を特徴とする請求項8記載のパターン形成体の製造方 法.

「請求項10」 前記光触媒含有層が、さらにバイング を含有し、このパイングが、Y_nS1X_(t-n) (ここで、 けはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基。アミ ノ基、フェニル基またはエボキシ基を示し、Xはアルコ キシル基またはハロゲンを示す。 nは0~3までの整数 である。)で売れる主義へ締つ1種または2種以上 の加水分解離合物もしくは共加水分解縮合物であるオル ガノボリシロキヤンを含むことを特徴とする簡繁項8ま なは請求項り駆動のメターが歌伎体の製造が

【請求項11】 前記感度向上処理工程が、光触媒含有 層と水とを接触させる水処理工程であることを特徴とす る請求項1から請求項10までのいずれかの請求項に記 載のパターン形成体の製造方法。

【請求項12】 前記水が、酸性の水であることを特徴とする請求項10記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項13】 前記水が、水溶性の金属化合物が溶解された水であることを特徴とする請求項10記載のパターン形成体の製造方法。

【請求項14】 前記感度向上処理工程が、光触媒含有層に熟を加える熱処理工程であることを特徴とする請求 項1から請求項10までのいずれかの請求項に記載のパ ターン形成体の製造方法。

【請求項15】 前記水処理または熱処理工程が、光触 媒含有層と温水とを接触させる工程である請求項1 1か ら請求項14までのいずれかの請求項に記載のパターン 形成体の製造方法。

【請求項16】 前記光触媒含有層に第2の成分として の金属元素が含有されており、この金属元素がバナジウ ム(V)、鉄(Fe)、コバルト(Co)、ニッケル (Ni)、銅(Cu)、亜鉛(Zn)、ルテニウム(R u). ロジウム(Rh). パラジウム(Pb). 鋸(A g)、オスミウム(Os)、イリジウム(Ir)、白金 (Pt)、および金(Au)からなる群から選択される 少なくとも一種の金属元素であることを特徴とする請求 項1から請求項15までのいずれかの請求項に記載のパ ターン形成体の製造方法。

【請求項17】 前記第2の成分としての金属元素が、 Fe (鉄) であることを特徴とする請求項16に記載の パターン形成体の製造方法。

【請求項18】 前記光触媒が、酸化チタン (Ti O_o)、酸化亜鉛(ZnO)、酸化スズ(SnO_o)、チ タン酸ストロンチウム (SrTiO。)、酸化タングス テン (WO₂)、酸化ビスマス (Bi₂O₂)、および酸 化鉄 (Fe,Oo) から選択される1種または2種以上の 物質であることを特徴とする請求項1から請求項17ま でのいずれかの請求項に記載のパターン形成体の製造方 法。

【請求項19】 前記光触媒が酸化チタン (TiO₂) であることを特徴とする請求項18記載のパターン形成 体の製造方法。

【請求項20】 請求項1から請求項19までのいずれ かの請求項に記載されたパターン形成体の製造方法によ り得られたパターン形成体上の濡れ性の異なるパターン に対応した部位上に機能性部が配置されたことを特徴と する機能性素子。

【請求項21】 請求項20記載の機能性素子の機能性 部が、画素部であることを特徴とするカラーフィルタ。 【請求項22】 請求項21記載の機能性素子の機能性 部が、レンズであることを特徴とするマイクロレンズ。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、カラーフィルタや マイクロレンズ等の各種の用途に使用可能なパターン形 成体の製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来より、基材上に図案、画像、文字、 回路等の各種パターンを形成したパターン形成体として は、各種のものが製造されており、特に近年の傾向とし て、部品の小型化、高性能化に伴い、このようなパター ン形成体に対して高精細なパターンの形成が要求されて いる。

【0003】このような、高精細なパターン形成体とし

ては、本発明者等による光触媒を利用したパターン形成 体およびその製造方法が提案されている (特開平11-344804号公報)。これによれば、パターン露光に より濡れ性の異なるパターンが形成されたパターン形成 体を得ることが可能であるため、容易にかつ精度良くパ ターン形成体を得ることができる。このような濡れ性の 異なるパターンを有するパターン形成体の濡れ件の差を 利用して種々の機能性素子を製造することができるの で、カラーフィルタやマイクロレンズ等の機能性素子を 効率よくかつ高品質で得ることができるという効果を奏 するものである.

【0004】しかしながら、上述したパターン形成体 は、エネルギーの照射によりエネルギーが照射された部 分の濡れ性を光触媒の作用を利用することにより変化さ せて、濡れ性の異なるパターンを形成するものであるの で、濡れ性の差を生じさせるのに所定の時間がかかる。 この時間を知縮することができれば、さらなる効率化を 図ることが可能である。

【0005】また、精度の良い機能性素子を得るために は、パターン形成体上に大きな濡れ性の差を形成するこ とが好ましいのであるが、効率上許される所定の時間内 にこのような大きな濡れ性の差を形成するためには、パ ターン形成体表面における露光による臨界表面張力の変 化の速度を向上させる必要がある。 [0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記事情に 鑑みてなされたもので、エネルギーの照射による濡れ性 の異なる部位からなるパターンを効率よく形成すること ができるパターン形成体の製造方法を提供することを主 目的とするものである。 [0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明は請求項1において、(1)基板を準備し、 この基板上に、エネルギー照射に伴う光触媒の作用によ り液体との接触角が低下するように濡れ性が変化する層 であり、かつ少なくとも光触媒およびバインダを含有す る光触媒含有層を形成する光触媒含有層形成工程と、

(2) 上記光触媒含有層に感度向上処理を施して、上記 光触媒の触媒活性を向上さて上記光触媒含有層の感度を 向上させる感度向上処理工程と、(3)上記光触媒含有 層表面に対して、エネルギーをパターン照射して濡れ性 の異なる部位からなるパターンを形成するパターン形成 T程とを有することを特徴とするパターン形成体の製造 方法を提供する。

【0008】このように、請求項1に記載された発明に おいては、濡れ性が変化する層である光触媒含有層に対 して感度向上処理を施しているので、エネルギー照射し た場合の光触媒含有層上での濡れ性の変化速度が速いこ とから、所定の濡れ性の差を有するパターンを形成する 場合は、短時間の照射で形成することができ、パターン 形成体の製造効率が向上し、コスト的に有利なパターン・ 形成体を提供することができる。また、効率的に許容さ れる範囲の照射時間で、濡れむまがより大きい濡れ性 の異なるパケーンを形成することができることから、こ のパターン形成体上に機能性部を付着させて得られる機 能性素子を高精度に製造することができるという効果を 奏するものである。

【0009】上配請求項」と記載の発明においては、請求項2に記載するように、上配光触媒合有層が、エネルギー照射による光触媒の作用により分解され、これにより光触媒含有層上の濡れ性を変化させることができる分解物質を含むものであってもよい、本売明においては、大触媒の作用による光触媒本有限の濡れ性の変化が、バインダーの材質に起因するものであってもよいが、このように光触媒の作用により分解される分解物質を光触媒を含するとなった。とのような場合も、上述した逸度向上処理を行ったことによる利点を同様に得ることができるからである。

【0010】上記請求項1または請求項2と記載の発明においては、請求項3に記載するように、上記パイングが、Y、S1X(+n)(ここで、Yはアルキル基、フルオロアルキル基、ビエル基、アミノ基、フェニル基またはエボキシ基を示し、Xはアルコキシル基まだはかロゲンを示す。nは0~3までの整数である。)で示さるたまな代告物の1種または2種以上の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物であるオルガノボリシロキサンであることが好ましい。光触媒合作用に含まれるパイングは上端性域の作用により分解されない程度の結合エネルギーが必要である点、およびパインダー目体が沙挽戦の作用による光触媒合有層の濡れ性の変化をおさせるものであることが好ましい点から上記オルガノボリシロキサンが好ましいである。

【0011】また、上記請求項」から請求項うまでのいずれかの請求項に記載されたパターン形成体においては、請求項項 4に記載するように、上記光触媒会有層は、エネルギーが照射されていない部分における表面張力40mN/mの液体との接触角、より1度以上大きい接触角とする光触媒含有層であることが好ましい。光触媒含有層ににエネルギーが照射されることにより、表面張力40mN/mの液体と砂接触角が1度以上吸るように濡れ性が変化したパターンであれば、この離れ性の異なるパターンに沿って機能性部を形彼するとが可能であるかってある。

【0012】また、本発明は、請求項5に記載するよう に、(1) 基板を準備し、この基板上に、少なくとも光 触媒が含有された光触媒含有層を形成する光触媒含有層 形成工程と、(2) 上記光触媒含有層上に、エネルギー 照射に伴う米触媒の作用により溶体との接触角が低下す るように満れ性が突化する層である満れ性変化層を形成 する濡れ性可変層形成工程と、(3)上記光触媒含有層 に対して感度向上処理を施して、上記光触媒の触媒活性 を向上させて上記光触媒含有層の感度を向上させる感度 向上処理工程と、(4)上記添れ性可変層表面に対し で、エネルギーをパターン郷として満れ性の残なる部位 からなるパターンを形成するパターン形成工程とを有す ることを特徴とするパターン形成体の製造方法を提供する。

【0013】このように、本発明においては、上記光触 媒含有層に対して、光触媒含有層に含まれる光触媒の触 媒活性を向上させて光触媒含有層の感度を向上させる感 度向上処理を行うものであるので、エネルギー照射した 場合の光触媒含有層の作用による濡れ性可変層における 濡れ性の変化速度を向上させることができる。 したがっ て、上記請求項1に記載した発明の場合と同様に、所定 の濡れ性の差を有するパターンを形成する場合は、短時 間の照射で形成することができ、パターン形成体の製造 効率が向上し、コスト的に有利なパターン形成体を提供 することができる。また、効率的に許容される範囲の照 射時間で、濡れ性の差がより大きい濡れ性の異なるパタ ーンを形成することができることから、このパターン形 成体上に機能性部を付着させて得られる機能性素子を高 精度に製造することができるという効果を奏するもので ある。

【○014】さらに、この場合は、濡れ性可変層上に機能性部が形成されることから、機能性部と光頻数含有層とが直接接触さとがない。したがって、光頻数含有層中の光触媒の作用により機能性部が劣化する等の可能性が少ないことから、不具合の生じる可能性の少ない機能性素子を得ることができる。

【0015】上記請求項5に記載された発明においては、請求項6に記載するように、上記離れ性可変層が、
1,51 X(4-n) (ここで、Yはアルキル基、フルオロア
ルキル基、ビニル基、アミノ基、フェニル基またはエボ
キシ基を示し、Xはアルコキシル基またはハロゲンを示
す。nは0~3までの整数である。)で示される程素化
合物の1種または2種以上の加水分解縮合物もしくは共
加水分解縮合物であるオルガンボリシロキサンを含む層
であることが、上記請求項3に記載された発明の場合と
同様の理由により軽ましい。

【0016】また、上記請求項5または請求項6に記載の発明においては、請求項7に記載するように、上記稿 の発明においては、請求項7に記載するように、上記稿 が性可変層は、エネルギーが照射されていない部分にお ける表面張力40mN/mの液体との接触角を、エネル ギーが照射された部分における表面張力40mN/mの 液体との接触角より1度以上大きい接触角とする濡れ性 可変層であることが、上記請求項4に記載された発明の 場合と同様の理由により拵ましい。

【0017】さらに、本発明は請求項8に記載するよう

に、(1) 基板を準備以、この基板上に、少なくとも光 財媒が含有された光触媒含有層を形成する光触媒含有層 石程と、(2) 上記光触媒を有層と形成する光触媒含有層 対された際に光触媒含有層の作用により分解除去される 分解除去層を形成する分解除上層形成工程と、(3)上 記光触媒含有層に対して感度向上処理を施して、上記光 触媒の触媒派性を向上させ上記光触媒含有層の恐度を向 上させる感質向上処理工程と、(4)上記分解除去層を 面に対して、エネルギーをパターン照射して照射された 都分分分解除去層を除去することにより、分解除去層の 有無によるパターンを形成するパターン形成工程とを有 することを特徴とするパターン形成体の製造力法を提供 する。

[0018] このように、本発明においては、上記光触 媒合有層に対し、分解除去層の分解除去速度を向上させ るために、光触媒の触媒活性を向上させで光触媒合有層 の感度を向上させる感度向上処理を施し、エネルギー照 射した場合の分解除去層の分解除去速度を向上させるも のである。したがって、短時間のエネルギー照射によ り、分解除去層が除去されたパターンを形成することが 可能であり、パターン形成体の製造効率が向上すること から、コスト的に有利なパターン形成体を得ることがで きる。

【0019】上記請求項8に記載された発明の場合、請 求項9に記載するように、上記分解除去層が、炭化、床業 系、フッ素系またはシリコーン系の非イオン界面活性利 であることが好ましい。このような材料を用いれば、感 度向上処理が続された光触媒合有層中の光触媒の作用に より、エネルギーが照前された分解除去層を迅速に除去 することが可能となり、分解除去層を利用したパターン の形成を効率よく行うことができるからである。

【0020】さらに、上記請求項8または請求項9記載

のパターン形成体の製造方法においては、請求項10に 記載するように、上記光触媒含有層が、さらにバインダ を含有し、このパインダが、YnSiX(4-n)(ここで、 Yはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニル基、アミ ノ基、フェニル基またはエポキシ基を示し、Xはアルコ キシル基またはハロゲンを示す。nは0~3までの整数 である。)で示される珪素化合物の1種または2種以上 の加水分解縮合物もしくは共加水分解縮合物であるオル ガノボリシロキサンを含むものであることが好ましい。 【0021】上記請求項1から請求項10までのいずれ かの請求項に記載された発明においては、請求項11に 記載するように、上記感度向上処理工程が、光触媒含有 層と水とを接触させる水処理工程であることが好まし い。光触媒含有層と水とを接触させることにより、光触 媒含有層中の光触媒の活性が高まるからであり、光触媒 含有層自体の濡れ性が変化する場合の光触媒含有層の濡 れ性の変化速度、光触媒含有層上に濡れ性可変層が形成

された場合の濡れ性可変層の濡れ性の変化速度、および

光触媒含有圏上に分解除去層が形成された場合の分解除 去層の分解速度を著しく向上させることができるからで ある。なお、この場合の接触とは、直接接触する場合の みならず、薄膜を介した間接的な接触であっても、その 接触により光無鍵含有層の態度が向上するのであれば、 本発明でいる機能しすることとする。

[0022]また、上記請求項 11に記載する水と光触 媒含有層との接触に際しては、上記水が、請求項12に 記載するように設性の水である場合、もしくは請求項1 3に記載するように水溶性の金属化合物が溶解された水 である場合が特に好ましい。このように、水が酸性の水 であたり、水溶性の金属化合物が溶解された水である 場合は、より光触媒含有層中における光触媒活性化の度 会いを大きくすることができ、より効率的にパターン形 成体半期待さることができ、より効率的にパターン形 成体半期待さることができ、からかである。

【0023】一方、請求項1から請求項10までのいず 北かの請求項に記載された発明において、請求項14に 記載するように、上記窓疫向上処理工程が、光触媒含有 層に熱を加える熱処理工程であってもよい。この場合 も、上記水処理工程と同様の効果を奏することができる からである。

【0024】さらに、上記請求項11から請求項14までのいずれかの請求項に記載のバターン形成がの製造方法において、請求項15に記載するように、上記水処理 または然処理工程が、光触媒告有層と温水とを接触させる工程であることが好ましい。このように、温水と光触 媒合有層とを接触させることにより、同時に水処理および処理を行うことが可能であり、さらに光触媒の活性化を図ることができるからである。

10 2 2 5 上記請求項 1 5 までのいずれかの請求項 1 5 までのいずれかの請求項 に記請求項 1 5 たでのいずれかの請求項 1 6 に記載かるように、上記光触媒合有層に第 2 の成分としての金展元素がイチウム(V)、鉄 (Fe)、コバルト(Co)、エッケル (N i)、網 (Cu)、亜鉛(Zn)、ルテニウム (Ru)、ロジウム (Rb)、アジウム (Pb)、銀 (Ag)、オスミウム (Og)、4 リジウム (Ir)、自金(Pb)、銀 (Ag)、オスミウム (Ag)、カウなる野から選択される少なくとも一種の金属元素であることが好ましく、特に請求項 1 7 に記載するように、上記第 4 におりたとしての金属元素が、Fe(鉄)であることが特に好ました。

【0026】このように、光触媒含有層中に第2の成分 としての金属元素が含まれることにより、さらに光触媒 含有層中の光触媒が活性化され、パターン形成体の製造 効率がさらに向しするからである。

【0027】また、請求項1から請求項17までのいず れかの請求項に記載のパターン形成体の製造方法におい ては、請求項18に記載されるように、上記光触媒が、 酸化チタン (Ti〇₂)、酸化亜鉛(ZnO)、酸化ス ズ(SnO_2)、チタン他ストロンチウ丸(SrTi O_3)、酸化タングステン(WO_3)、酸化ビスマス (B i_2O_3)、および酸化鉄(Fe_2O_3)から選択される 1 種または 2 種以上の物質であることが哲まして、中でも 前来項 1 9 に記載するように、上記光触媒が酸化チタン(TiO_3)であることが物に好ましい。これは、一般 化チタンのパンドギャップエネルギーが高いため光触媒 として有効であり、かつ化学的にも安定で毒性もなく、 天手も容易だからである。

[0028]本発明は、さらに請求項20に記載するように、請求項1から請求項19までのいずれかの請求項 に記載のパターン形成体の製造方法により選それたパターン形成体の製造方法により選とれたパターン形成体の製造方法により選を力にが起した部位 上に機能性部が配置されたことを特徴とする機能性を登 を提供し、特に請求項21に記載するように、請求項2 の記載の機能性素子の機能性部が、画素部であることを 特徴とするカラーフィルタである場合、また、請求項2 に記載するように、請求項2の記載の機能性系子の機 能性部が、レンズであることを特徴とするマイタロレン ズである場合が好ましい利用態様であるとすることがで きる。

[0029]

【発明の実施の形態】以下、本発明のパターン形成体の 製造方法について詳しく説明する。本発明のパターン形 成体の製造方法は、光触媒含有層上に濡れ性の異なるパ ターンを形成するパターン形成体の製造方法は、第1実純 態様)、光触媒含有層上に濡れ性可変層を形成し、この 濡れ性可変層」に濡れ性の異なるパターンを形成するパ ターン形成体の製造方法(第2実純態様)、および光触 媒含有層上に/解除去層を形成し、この分解除去層を節 分的に除去してパターンを形成するパターン形成体の製 近次は、第3実施態様)の3つの実施態様がある。以 下、それぞれの実練態様様体がある。以 下、それぞれの実練態様様体がある。以 下、それぞれの実練態様体が計で説明する。

【0030】A. 第1実施態機

本発明のパターン形成体の第1 実施態像は、(1) 基板 を準備し、この基板上に、エネルギー照射に伴う光触媒 の作用により液体との接触角が低下するように濡れ性が 変化する層であり、かつ少なくとも光触媒な古層形成 工程と、(2) 上記光触媒合有層と形成する光触媒合有層形成 工程と、(2) 上記光触媒合有層に感度向上処理を施し て、光触媒が振気活性を向上させて光触媒合層の感度 を向上させる感度向上処理工程と、(3) 上記光触媒合 有層表面に対して、エネルギーをパターン照射して濡れ 性の異なる部位からなるパターンを形成するパターン形 成工程とを有することを特徴とするものである。

【0031】本実施態像においては、光触媒合有層にエ ネルギーを照射してパターンを形成する場合に、光触媒 含有層上の液体との接触角の低下速度を向上させるため に、光触媒を有層に対して、光触媒の触媒活性を向上さ せる感度向上処理工程を能していることから、光触媒合 有層上の濡れ性の変化速度を大幅に向上させることができる。これは以下に示すような二つの利点を有する。

[0032]まず、バターン形成体の漏れ性の異なるパ ターンに沿って機能性部を形成して機能性素子を形成する場合、この濡れ性の異なが、アクーンには、その機能性 部の材料等に応じた濡れ性の差が必要とされる。そして、この濡れ性の差の形成は、エネルギーの照れはより 行われるものである。このように、所定の濡れ性の差を 形成するためには、単に光触媒含有層上にエネルギーを パターン飛続け立りないことから、本来このようなパタ ーン形像はよ砂率的に駆逐されるものである。

[0033]しかしながら、光触媒含有層を構成する材 料や照射するエネルギーの種類によっては、比較的長時間エネルギーを照射する必要が生じる可能性があり、また効率上許容される範囲でのエネルギー照射時間であっても、このエネルギーの照射時間を短縮することができればさらに効率も貯となる。

[0034] 本実施既解は、上述したように、光触媒合 有層に対して、光触媒の触媒活性を向上させて光触媒合 有層の感要の向上を図る感度向上処理工程を施している ことから、多少態度の思い光触媒含有層やエネルギーで あっても、短時間のエネルギー照射で所述の濡れ性の差 を形成することが可能であり、また感度的に関急の無い 材料で形成された光触媒合有層やエネルギーである場合 は、さらに効率的にパターン形成体を製造することがで きるという利きを有さるものである。

このこの1の4点に有りのいたのの。 は「0035」また、第20利品としては、パターン形成 体の濡れ性の差を利用して高精細な機能性素子を形成す る場合等においては、上記パターンにおける濡れ性の差を 大きくしなければならない場合がある。このような場合 は、エネルギーが照射されていない部分における光触媒 含有層の庭界表面限力が低い材料が用いられ、これにエ ルルギーを照射して路界表面形力を大幅に引き上げ、結 果として濡れ性の差を大きく取る必要が生じる。しかし ながら、このような場合はエネルギーの照射時間が長く なったり、照射するエネルギーの種類が限定される等の 問題が生とる可能性がある。

【0036】本実施態様においては、上述したように、 光触媒合有層に対して、光触媒の触媒系活性を向上させて 光触媒合有層の感度を向上させる感度向上処理工程を施 していることから、濡れ性の差を大きく取る必要がある 場合でも、効率上問題とならない程度の比較的短いエネルギー規制時間でよく、また照射するエネルギーが限定 されないといった利点を有する。

【0037】以下、このような本実施態様のパターン形成体製造方法を、各工程毎に詳しく説明する。

【0038】(1)光触媒含有層形成工程 本実施態様においては、まず、基板を準備し、この基板 上に、エネルギー照射に伴う光触媒の作用により液体と の接触的が低下するように満れ性が変化する原であり、 かつ少なくとも光触媒およびバインダを含有する光触媒 含有層を形成する光触媒含有層形成工程が行われる。以 下、本工程で用いられる基板、および光触媒含有層、さ らにはこの光触媒含有層の基材上への形成方法について それぞれ説明する。

【0039】1. 基材

本実施態線においては、強度との関係や最終的な機能性 際による。このような基材としたは、持られるパターン 形成体もしくはパターン形成体により形成された機能性 素子の用途に応じて、ガラス、アルミニウム、およびそ の合金等の金属、プラスチック、織物、不織布等を挙げ ることができる。

【0040】2、光触媒含有層

本実施課誌に用いられる光健媒合有層は、基板上に設け られ、エネルギー照射により液体との接触角が低下する ように漏水性が変化する層である。このように、霧光 (本発明においては、光が照射されたことのみならず、 エネルギーが照射されたことをも意味するものとす る。) により液体との接触角が低下するように濡れ性が 変化する光機媒合有層を設けることにより、エネルギー のパターン照射等を行った場合、容易に溺れ性を変化さ せ、液体との接触角の小さい観液性領域とすることがで き、例えば電上液を塗布して必能性的のよる。したがって、 効率的に溺化性の異なるパターン形成体が製造でき、コ スト的に高利となる。なお、この場合のエネルギーとし ては、通常紫外光を含せ光が用いられる。

【0041】にこで、艱液性領域とは、液体との接触的 が小さい領域であり、各種機能性部形成用強工液等に対 する濡れ性の良好な領域をいうこととする。また、発液 性領域とは、液体との接触的が大きい領域領域であり、 各種機能性部形成用途工液等に対する濡れ性が悪い領域 をいうこととする。

【0042】本実施態様における光触媒含有層は、露光されていない部分における表面張力40mN/mの液体 の接触角を、露光された部分における表面張力40m N/mの液体との接触角より1度以上大きい寝触角とす ることが可能な層であることが好ましい。このように、 少なくとも接触角の差が1度以上あれば、各種機能性部 形成用途工液を親液性領域に沿って塗布することが容易 となるからである。

[0043] 具体的には、露光していない部分において は、表面張力40m N/mの液体との接触角が10度以 上、貯ましては表面張力30m N/mの液体との接触角が10度以上、特に表面張力20m N/mの液体との接触 始10度以上であることが存ましい。これは、露光 していない部分は、本発明においては飛液性が要求される る部分であることから、液体との接触角が小さい場合 【0044】また、上記光触媒会有層は、繋がすると液 体との接触角が低下して、表面張力40mN/mの液体 との接触角がり度未満、狩ましくは表面張力50mN/ mの液体との接触角が10度以下、特に表面張力60m N/mの液体との接触角が10度以下となるような層で あることが哲ましい。露光した部分の液体との接触角が 高いと、この部分での各種機能性部形成用途工液等の広 がりが劣ら可能性があり、精度良く機能性部を形成する ことができない可能性があるからである。

【0045】 なお、ここでいう液体との接触角は、種々の表面張力を有する液体との接触角を接触角測定器(桶 和界面科学(株)製CA-Z型)を用いて測定(マイクロシリンジから液滴を滴下して30秒後)し、その結果から、もしくはその結果をグラフにして得たものである。また、この測定に際して、種々の表面張力を有する液体としては、純正化学株式会社製の必れ指数原準液を用いた。

【0046】 本実施態様における光触媒合有層は、少なくとも光触媒、およびバイングとから構成されている。 このような層とすることにより、エネルギーをパターン 照射することによって光触媒の作用で光触媒会有層上の 服界表面現力を高くすることが可能となり、液体との接 触角が異なるパターンを形成することができる。

【0047】このような光触媒含有層における、後述するような酸化チタンに代表される光触媒の作用機構は、 必ずしも明確なものではないが、光の照射によって生成 したキャリアが、近傍の化合物との直接反応、あるい は、酸素、木の存在下で生じた活性酸素種によって、有

機物の化学構造に変化を及ぼすものと考えられている。

【0048】本実施態様における光触媒合有層では、光 健媒により、バインダの一部である有機基や、後途する 分解物質の酸化、分解等の作用を用いて、露光部の濡れ 性を変化させて線液性とし、非露光部との濡れ性に大き な差を生じさせることができる。よって、各種機能性部 形成用強工液等との受容性(観液性)および反現性(積 流性)を高めることによって、品質の良好でかつコスト 的にも有利なパターン形成体を得ることができる。

【0049】以下、このような光触媒含有層の必須成分である、光触媒およびバインダについて説明し、次いでその他の成分について説明する。

 $[0\,0\,5\,0\,1]$ (光触媒) 本売明で使用する光触媒として は、光半導体として知られる例えば酸化チクン($(T\,i\,O_2)$ 、酸化亜鉛($(T\,i\,O_3)$ 、酸化乙ス($(T\,i\,O_3)$)、酸化クングステン($(W\,O_2)$)、酸化セスマス($(T\,i\,O_3)$)、および酸化 ($(F\,e_2\,O_3)$ を挙げることができ、これらから選択して1種まだは2種以上を混合して用いることかできる。 【0051】本発明においては、特に酸化チタンが、バンドギャップエネルギーが高く、化学的に安定で毒性もなく、入手も容易であることから好適に使用される。酸化チタンには、アナターゼ型とルチル型があり本発明ではいずれも使用することができるが、アナターゼ型の酸化チタンが好ましい。アナターゼ型酸化チタンは励起波長が380m以下にある。

【0052】このようなアナターゼ型酸化チタンとして は、例えば、塩酸解酵型のアナターゼ型チタニアが、 (石原産業(株)製STS-02(平均数径7mm)、 石原産業(株)製ST-K01)、硝酸解酵型のアナタ ーゼ型チタニアゾル(日産化学(株)製TA-15(平 均粒径12m))等を導することができる。

[0053]光触媒の胚径は小さいほど光触域反応が効 果的に起こるので好ましく、平均粒径か50nm以下が 好ましく、20nm以下の光触媒を使用するのが特に好 ましい、また、光触媒の粒径が小さいほど、形成された 光触媒含有層の表面粗さか小さくなるので好ましく、光 競媒の粒径が100nmを載えると光触媒含有層の中心 線平均表面粗さが粗くなり、光触媒含有層の非鑑光部の 振液性が低下し、また窓光部の観液性の発現が不十分と なるため着よしくない。

【0054】光触媒含有層中の光触媒の含有量は、5~60重量%、好ましくは20~40重量%の範囲で設定することができる。

【0055】(バイング)本実施態様においては、光触 議合有層上の濡れ性の変化をバインラはに光触媒が作 用することにより行う場合、第1の形態)と、エネルギ - 照射による光触媒の作用により分解され、これにより 光触媒含有層上の濡れ性を変化させることができる分解 物質を光触媒含有層に含有させることにより変化させる 場合(第2の形態)と、これらを組み合わせることによ り行う場合、第3の形態)の三つ形態に分けることがで さる。上記第1の形態および第3の形態において用い れるバイングは、光触媒の作用により光触媒含有層上の 濡れ性を変化させることができる機能を有する必要があ り、上記第2の形態では、このような機能は特に必要な い。

【0056】以下、まず第2の形態に用いられるバイン 火、すなわち光触媒の作用により光触媒を有用上の濡れ 性を変化させる機能を特に必要としないパインダについ て説明し、次に第1の形態および第3の形態に用いられ るバインダ、すなわち光触媒の作用により光地媒合有層 上の濡れ性を変化させる機能を有するバイングについて 説明する。

【00571上記第2の形態に用いられる。光触媒の作用により光触媒含有層上が濡れ性を変化させる機能を特に必要としないパインダとしては、主情格が上記光触媒の光励起により分解されないような高い結合エネルギーを有するものであれば特に販定されるものではない。具

体的には、有機置換基を有さないもしくは多少有機置換 基を有するボリシロキサンを挙げることができ、これら はテトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン等を加 水分解、重縮合することにより得ることができる。

【0058】このようなバイングを用いた場合は、添加 剤として後述するエネルギー照射による光触媒の作用に より分解され、これにより光触媒合有層上の濡れ性を変 化させることができる分解物質を光触媒合有層中に合有 させることが必須となる。

【0059】次に、上記第1の形態および第3の形態に 用いられる、光触媒の作用により光触媒と有層上の溜り 住を変化させる機能を必要とするパイングとしては、主骨格が上記の光 触媒の光助起により分解されないような高い結合エネル ギーを有するものであって、光触媒の作用により分解さ れるような有機置換基を有するものが好ましく、例え ば、(1) ゾルゲル反応等によりクロロまたはアルコキ シシラン等を加水分解、重縮合して大きな強度を発揮す オルガノボリシロキサン、(2) 挽水性や脱油性に優 れた反応性シリコーンを架隙したオルガノボリシロキサ ン等を挙げることができる。

【0060】上記の(1)の場合、一般式:

Y₅51 X(+₅) (ここで、Yはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニ 化基、アミン基、フェニル基またはエボキン基を示し、Xはアルコキシル基、アセチル基またはハロゲンを示す。 1140~3までの整数である。)で示される建築化台物の1種または2種以上の加水分解総合物もしく場とは共加水分解総合物では20年間内であるオルガノボリシロキサンであることが好ましい。なお、ここでYで示される基の炭素数は1~20分種間内であることが好ましく。また、Xで示されるアルコキシ基は、メトキシ基、プロボキシ基、プトキシ基、プロボキシ基、プトキシ基であることが好ましい。

【0061】具体的には、メチルトリクロルシラン、メ チルトリプロムシラン、メチルトリメトキシシラン、メ チルトリエトキシシラン、メチルトリイソプロポキシシ ラン、メチルトリモーブトキシシラン:エチルトリクロ ルシラン、エチルトリブロムシラン、エチルトリメトキ シシラン、エチルトリエトキシシラン、エチルトリイソ プロポキシシラン、エチルトリt-ブトキシシラン; n ープロピルトリクロルシラン、nープロピルトリブロム シラン、nープロピルトリメトキシシラン、nープロピ ルトリエトキシシラン、n-プロピルトリイソプロポキ シシラン、 nープロピルトリtーブトキシシラン: n-ヘキシルトリクロルシラン、n-ヘキシルトリプロムシ ラン、 n-ヘキシルトリメトキシシラン、 n-ヘキシル トリエトキシシラン、n-ヘキシルトリイソプロボキシ シラン、n-ヘキシルトリt-ブトキシシラン:n-デ シルトリクロルシラン、nーデシルトリプロムシラン、 n-デシルトリメトキシシラン、n-デシルトリエトキ デシルトリtーブトキシシラン: n-オクタデシルトリ クロルシラン、n-オクタデシルトリプロムシラン、n ーオクタデシルトリメトキシシラン. n-オクタデシル トリエトキシシラン、n-オクタデシルトリイソプロポ キシシラン、n-オクタデシルトリt-ブトキシシラ ン;フェニルトリクロルシラン、フェニルトリプロムシ ラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエト キシシラン、フェニルトリイソプロポキシシラン、フェ ニルトリtープトキシシラン: テトラクロルシラン、テ トラブロムシラン、テトラメトキシシラン、テトラエト キシシラン、テトラブトキシシラン、ジメトキシジエト キシシラン:ジメチルジクロルシラン、ジメチルジプロ ムシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエト キシシラン:ジフェニルジクロルシラン、ジフェニルジ ブロムシラン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニ ルジエトキシシラン:フェニルメチルジクロルシラン、 フェニルメチルジブロムシラン、フェニルメチルジメト キシシラン、フェニルメチルジエトキシシラン; トリク ロルヒドロシラン、トリプロムヒドロシラン、トリメト キシヒドロシラン、トリエトキシヒドロシラン、トリイ ソプロポキシヒドロシラン、トリセーブトキシヒドロシ ラン; ビニルトリクロルシラン、ビニルトリブロムシラ ン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシ ラン、ビニルトリイソプロポキシシラン、ビニルトリセ ープトキシシラン:トリフルオロプロピルトリクロルシ ラン、トリフルオロプロピルトリブロムシラン、トリフ ルオロプロピルトリメトキシシラン、トリフルオロプロ ピルトリエトキシシラン、トリフルオロプロピルトリイ ソプロポキシシラン、トリフルオロプロピルトリモーブ トキシシラン: ァーグリシドキシプロピルメチルジメト キシシラン、アーグリシドキシプロピルメチルジエトキ シシラン. ァーグリシドキシプロピルトリメトキシシラ –グリシドキシプロピルトリイソプロボキシシラン、γ ーグリシドキシプロピルトリtーブトキシシラン: ァー メタアクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、γ メタアクリロキシプロピルメチルジエトキシシラン、 アーメタアクリロキシプロピルトリメトキシシラン、ア メタアクリロキシプロピルトリエトキシシラン、ァー メタアクリロキシプロビルトリイソプロボキシシラン、 アーメタアクリロキシプロピルトリセーブトキシシラ ン: ャーアミノプロピルメチルジメトキシシラン、ャー アミノプロピルメチルジエトキシシラン、ケーアミノプ ロピルトリメトキシシラン、アーアミノプロピルトリエ トキシシラン、ケーアミノプロビルトリイソプロポキシ シラン、ァーアミノプロピルトリセーブトキシシラン: アーメルカプトプロピルメチルジメトキシシラン、アー メルカプトプロピルメチルジエトキシシラン、ャーメル カプトプロピルトリメトキシシラン、ケーメルカプトプ

シシラン、nーデシルトリイソプロポキシシラン、n-

ロビルトリエトキシシラン、ァーメルカプトプロビルト リイソプロボキシシラン、アーメルカプトプロビルトリ セーブトキシシラン; βー(3、4ーエボキシシクロへ キシル)エチルトリメトキシシラン、βー(3、4ーエ ボキシシクロヘキシル)エチルトリエトキシシラン; お よび、それらの部分加水分解物; および、それらの混合 物を使用することができる。

【0062】また、バインダとして、特にフルオロアル キル基を含有するポリシロキサンが好ましく用いること ができ、具体的には、下記のフルオロアルキルシランの 1種または2種以上の加水分解縮合物、共加水分解縮合 物が挙げられ、一般にフッ素系シランカップリング剤と して知られたものを使用することができる。 [0063] CF3 (CF3) CH2CH2Si (OC H₃)₃; CF₃ (CF₂)₅CH₂CH₂Si (OC H₂) 2; CF2 (CF2) 7CH2CH2Si (OC Ha) a : CFa (CFa) a CH, CH, Si (OC H₃)₃; (CF₃)₂CF (CF₂)₄CH₂CH₂Si (O CH3)3; (CF3)2CF (CF2)6CH2CH2Si (OCH₃)₃; (CF₃)₂CF (CF₂)₈CH₂CH₂S i (OCH3) 3; CF3 (C6H4) C, H4 Si (OC H₃)₃; CF₃ (CF₂)₃ (C₆H₄) C₂H₄Si (OC H₃)₃; CF₃ (CF₂)₅ (C₆H₄) C₂H₄Si (OC H₂)₂; CF₂ (CF₂)₇ (C₆H₄) C₂H₄Si (OC Ha) a; CFa (CFa) aCHaCHaSiCHa (OCH 3) 2; CF3 (CF2) 5CH2CH2SiCH3 (OC H₃) 2; CF₂ (CF₂) 7CH₂CH₂SiCH₃ (OCH 2) 2; CF2 (CF2) 9CH2CH2SiCH2 (OC H.),: (CF.), CF (CF.), CH, CH, SiCH 3 (OCH3) 2; (CF3) 2CF (CF2) 6CH2CH2 Si CH₃ (OCH₃)₂; (CF₃)₂CF (CF₂)₈ CH, CH, Si CH, (OCH,),; CF, (C, H4) C2H4SiCH3 (OCH3)2; CF3 (CF2)3 (C6 H₄) C₂H₄SiCH₃ (OCH₃),; CF₃ (CF₂)₅ (C6H4) C2H4SiCH3 (OCH3)2; CF3 (CF ,), (C,H4) C,H4 SiCH2 (OCH2),; CF a (CF,) aCH2CH2Si (OCH2CH3) a; CF3 (CF,) 5 CH, CH, Si (OCH, CH,) 3; CF 3 (CF2) 7 CH2 CH2 Si (OCH2 CH3) 3; CF3 (CF2) 9 CH2 CH2 Si (OCH2 CH3) 3; CF 2 (CF2) 2 SO2N (C2H5) C2H4CH2Si (OC H2) 2

【0064】上記のようなフルオロアルキル基を含有するポリシロキサンをバイングとして用いることにより、 光触媒含有層の非鑑光部の現液性が大きく向上し、各種 機能性部形成用墜工液の付着を妨げる機能を発現する。 【0065】また、上記の(2)の反応性シリコーンと しては、下記一級式で表される骨格をもつ化合物を挙げ ることができる。

[0066]

【化1】

$$+\frac{R'}{s}i-o+n$$

【0067】ただし、nは2以上の整数であり、R1、R1はそれぞれ飲業数1~10の置換らしくは非置換のアルキル、アルケニル、アリールあるいはシアノアルキル基であり、モル比で全体の40%以下がビニル、フェニル、ハロゲン化フェニルである。また、R1、R2がメチル基のものが表面エネルギーが最も小さくなるので好ましい。また、鎖末端もしくは関係には、分子鎖中に少なくとも1個以上の水骸基等の反応性基を有する。

【0068】また、上記のオルガノポリシロキサンとと もに、ジメチルポリシロキサンのような架橋反応をしな い安定なオルガノシリコン化合物をバインダに混合して もよい。

[0069] (分解物質) 上配第2の形態および第3の 形態においては、さらにエネルギー照射による光触媒の 作用により分解され、これにより光触媒を有順しの濡れ 性を変化させることができる分解物質を光触媒合有層に 含有させる必要がある。すなわち、バイング自体に光触 減含有層上の濡れ性を変化させる機能が無い場合、およ びそのような機能が不足している場合に、上述したよう な分解物質を添加して、上配光触媒含有層上の濡れ性の 変化を起こさせる、もしくはそのような変化を補助させ なようにするのである。

【0070】このような分解物質としては、光触媒の作用により分解し、かつ分解されることにより光触媒合有 個表面の濡れ性を変化させる機能を有する界面活性剤を 挙げることができる。具体的には、日光ケミカルズ

(株) 製N I KKOL BL、BC、BO、BBの各シリーズ等の炭化水素系、デュボン社製ZONYL FS N、FSO、旭硝子(株) 製サーフロンS-141、145、大日本インキ化学工業(株) 製スガファックF-141、144、ネオス(株) 製フージェントF-200、F251、ダイキン工業(株) 製ユニダインワードFC-170、176等のフッ業系あるいはシリコーン系の非イオン界部活性剤を挙げることかでき、また、カチオン系界面活性剤、アニオン系界面活性剤、両性界面活性

【0071】また、界面活任網の他にも、ホリビニルア ルコール、不能和ポリエステル、アクリル樹脂、ボリエ チレン、ジアリルフタレート、エチレンプロゼレンジエ ンモノマー、エボキシ樹脂、フェノール樹脂、ボリウレ タン、メラミン樹脂、ボリカーボネート、ボリ塩化ビニ ル、ボリアミド、ボリイミド、スチレンブダジエンゴ ム、クロフアレンゴム、ボリアロビレン、ホリブチレ ン、ボリスチレン、ボリ酢酸ビニル、ナイロン、ボリエ ステル、ボリブタジエン、ボリベンズイミをゲール、ボ リアクリルニトリル、エピクロルヒドリン、ボリサルフ ェイド、ボリイソアレン等のオリゴマー、ボリマ一等を 挙げることができる。

[0072] 第2の成分としての金属元素)本実施理 機においては、さらに光触験者者層中に第2の成分とし での金属元素を含有させることができる。ここで、この 第2の成分としての金属元素とは、上記光触媒として投 入された金属元素とは異なる金属元素であることを意味 するものであり、かつ光触媒の光触媒含有層上の濡れ性 を変化させる速度を向上させる機能を有する金属元素を 示すものである。

[0073] すなわち、本発明のパターン形成体の製造 方法は、後述する態度向上処理工程において光効媒の機 採活性を向上させる点に特徴を有するものであるが、こ の態度向上処理工程により向上した光触媒の触媒活性 を、さらに向上させるために光触媒含有層に含有させる のが上記算20成分としての危風元素であり、光触媒合 有層の態度に対する要求に応じて添加することができる ものである。

【0074】本実施態様に用いられる金属元素の種類としては、特に限定されるものでなく、上述したように光 転線の光強機を有層しの部化を変化させる速度を向上 させる機能を有するものであればよい。具体的には、元 素周期表の8族を中心として、54族、64族、74 族、18族、28族、38族に含まれる金属を挙げるこ とができ、具体的には、パナジウム(V)、鉄(F

e)、コバルト (Co)、ニッケル (Ni)、銅 (Cu)、亜鉛 (Zn)、ルテニウム (Ru)、ロジウム (Rh)、パラジウム (Pb)、鎖 (Ag)、オスミウム (Os)、イリジウム (Ir)、白金 (Pt)、および金 (Au) からなる群から選択される少なくとも一種の金属元素であることが好ましく、特にFe (鉄)であることが好ましい。

[0075]このような金属元素の光触媒合有層中での 状態は、金属微粒子等の金属として存在していても、ま 企金属塩化物、金属酸化物等の金属化合物として存在し ていても、さらには金属イキンとして存在していてもよ く、光触媒の作用による光触媒合有層上の濁れ性を変化 させる速度を向上させる機能を有する状態であれば特に 限定されるものではない。

【0076】本実施機様においては、上記光触媒に対する第2の成分としての金属元業のモル比は、光触媒を1とした場合、0.0001~0.5の範囲内、特に0.0001~0.01の範囲内であることが好まし

【0077】(フッ素の含有)また、本実施態様においては、光触媒含有層がフッ素を含有し、さらにこの光触

繋含有層表面のフッ素含有量が、光触媒含有層に対しエ ネルギーを照射した際に、上記光触媒の作用によりエネ ルギー原射前に比較して低下するように上記光触媒含有 層が形成されていることが好ましい。

【0078】このような特徴を有するパターン形成体に おいては、エネルギーをパターン照射することにより、 後述するように容易にフッ素の含有量の少ない部分から なるパターンを形成することができる。ここで、フッ素 は極めて低い表面エネルギーを有するものであり、この ためフッ素を多く含有する物質の表面は、臨界表面張力 がより小さくなる。したがって、フッ素の含有量の多い 部分の表面の臨界表面張力に比較してフッ素の含有量の 少ない部分の臨界表面張力は大きくなる。これはすなわ かった比較して観済性領域となっていることを意味する。 よって、周囲の表面に比較してフッ素含有量の少ない部 分からなるパターンを形成することは、推済性域内に観 液性質域のパターンを形成することとなる。

【0079】したがって、このような光触媒含有層を用 いた場合は、エネルギーをパターン照射することによ 一般液性領域内に親液性領域のパターンを容易に形成 することができるので、濡れ性の差によるパターンの形 成が容易に可能となり、利用価値の高いパターン形成体 を製造することができる。また、本発明においては、後 述するように、光触媒会有層中の光触媒を活件化するた めの感度向上処理工程を行い、光触媒の作用による光触 媒含有層表面の濡れ性の変化の速度を速めたところに特 徴を有するものである。したがって、フッ素を比較的多 く含むことにより、臨界表面張力が小さくなった場合で も、比較的短い時間の露光により、臨界表面張力を大き くすること、すなわち露光領域に必要とされる濡れ性を 得ることが可能となり、製造効率上問題とならない。よ って、特に本実施態様においてフッ素の添加は、効率上 の問題無しにパターン精度を高めることができるという 面で特に有効であるといえる。

【0080】上述したような、フッ素を含む光触媒合有層中に含まれるフッ素の含者量としては、エネルギーが 照射されて形成されたフッ素含有量が低い観流性領域に おけるフッ素含有量が、エネルギー照射されていない部 分のフッ素含有量を100とした場合に10以下、好ま しくはう以下、特に好ましくは1以下であることが好ま しい。

【0081】このような範囲内とすることにより、エネルギー照射部分と未照射部分との観液性に大きな違いを生じさせることができる。したがって、このような光触 蝶含有層に機能性部を形成することにより、フッ素含有 量が低下した観液性領域のみに正確に機能性部を形成す ることが可能となり、精度区、機能性素子を得ることが できるからである。なお、この低下率は重量を基準とし たものである。

【0082】このような光触媒含有層中のフッ素含有量 の測定は、一般的に行われている種々の方法を用いるこ とが可能であり、例えばX線光電子分光法(X-ray Phot oelectron Spectroscopy, ESCA(Electron Spectroscop v for Chemical Analysis)とも称される。) . 蛍光X線 分析法、質量分析法等の定量的に表面のフッ素の量を測 定できる方法であれば特に限定されるものではない。 【0083】また、本実施態様においては、光触媒とし て上述したように一酸化チタンが好適に用いられるが. このように二酸化チタンを用いた場合の、光触媒含有層 中に含まれるフッ素の含有量としては、X線光電子分光 法で分析して定量化すると、チタン (Ti)元素を10 0とした場合に、フッ素(F)元素が500以上、この ましくは800以上、特に好ましくは1200以上とな る比率でフッ素(F)元素が光触媒含有層表面に含まれ ていることが好ましい。

【0084】フッ素(F)が光触媒合有層にこの程度合 まれることにより、光触媒合有層上における臨界表面 力を十分低くすることが可能となることから表面に対 も接液性を確保でき、これによりエネルギーをパターン 照射してフッ素含有量を減少させたパターン部分におけ る表面の観液性銀塊との濡れ性の差異を大きくすること ができ、最終的に得られるパターン形成体の精度を向上 させることができるからである。

【0085】さらに、このようなパターン形成体においては、エネルギーをパターン照射して形成される親インク領域におけるフッ素合有量が、チタン(下1)元素を100とした場合にフッ素(F)元素が50以下、好ましくは20以下、特に好ましくは10以下となる比率で含まれていることが好ましい。

【0087】本実施態様において、このようなフッ素を 光触媒を有層中に含有させる方法としては、高い結合エ ネルギーを有するバイングに対し、フッ素化合物を比較 的弱い結合エネルギーで結合させる方法、比較的弱い結 合エネルギーで結合されたフッ素化合物を光触域含有層 に混入させる方法等を挙げることができる。このよう 方法でフッ素を導入することとがこより、エネルギーが照射 された場合に、まず結合エネルギーが比較的小さいフッ 素結合部位が分解され、これによりフッ素を光触媒合有 個中から除さなることができるからである。

【0088】上記第1の方法、すなわち、高い結合エネ ルギーを有するパイングに対し、フッ素化合物を比較わ 弱い結合エネルギーで結合させる方法としては、上記オ ルガノボリシロキサンにフルオロアルキル基を置機基と して導入する方法等を挙げることができる。

【0089】例えば、オルガノボリシロキサンを得る方法として、上記パイングの説明中(1)として記載したように、ゾルゲル反応等によりクロロまたはアルコキシシラン等を加水分解、重縮合して大きな強度を発揮するオルガノボリシロキサンを得ることができる。ここで、この方法においては、上述したように上記一般式: Y。SiX(4:-1)

(ここで、Yはアルキル基、フルオロアルキル基、ビニ ル基、アミノ基、フェニル基またはエポキシ基を示し、 Xはアルコキシル基、アセチル基またはハロゲンを示 す。nは0~3までの整数である。) で示される珪素化 合物の1種または2種以上を、加水分解縮合物もしくは 共加水分解縮合することによりオルガノポリシロキサン を得るのであるが、この一般式において、置換基Yとし てフルオロアルキル基を有する珪素化合物を用いて合成 することにより、フルオロアルキル基を置換基として有 するオルガノポリシロキサンを得ることができる。この ようなフルオロアルキル基を置換基として有するオルガ ノポリシロキサンをバインダとして用いた場合は、エネ ルギーが照射された際、光触媒含有層中の光触媒の作用 により、フルオロアルキル基の炭素結合の部分が分解さ れることから、光触媒含有層表面にエネルギーを照射し た部分のフッ素含有量を低減させることができる。

[0090] この際用いられるフルオロアルキル基を有する主素化合物としては、フルオロアルキル基を有するのであれば特に限定されるものではないが、少なくとも1個のフルオロアルキル基を有し、このフルオロアルキル基の炭素数が4から30、好ましくはらから20、特に好ましくは6から16である珪素化合物が具体では上述した通りであるが、中でも炭素数が6から8であるフルオロアルキル基を有する上記注案化合物、すなわちフルオロアルキル基を有する上記注案化合物、すなわちフルオロアルキル基を有する上記注案化合物、すなわちフルオロアルキル基を有する上記注案化合物、すなわちフルオロアルキル基を有する上記注案化合物、すなわちフルオロアルキルメランが軽ましい。

【0091】本発明においては、このようなフルオロア ルキル基を有する珪葉化合物を上述したフルオロアルキ ル基を有さない珪葉化合物と混合して用い、これらの共 加水分解館合物を上記オルガノポリシロキサンとして用 いてもよいし、このようなフルオロアルキル基を有する 珪葉化合物を1種または2種以上用い、これらの加水分 解節合物、共加水分解縮合物を上記オルガノポリシロキ サンとして用いてもよい。

[0092] このようにして得られるフルオロアルキル 基を有するオルガノボリシロキサンにおいては、このオ ルガノボリシロキサンを構成する珪素化合物の内、上配 フルオロアルキル基を有する珪素化合物が0.01モル %以上、好ましくは0.1モル%以上含まれていること が好ましい。

【0093】フルオロアルキル基がこの程度含まれることにより、光触媒含有層上の挠液性を高くすることがで

き、エネルギーを照射して親液性領域とした部分との濡 れ性の差異を大きくすることができるからである。

[0094]また、上記バインダの説明中(2)に示す 方法では、現水性や飛油性に優れた反応性シリコーンを 架橋することによりオルガ・オリシロキサンを得るので あるが、この場合も同様に、上述した一般式中のR¹, R²のいずれかもしくは両方をフルオロアルキル基等の の ッ素を含有する置換基とすることにより、光絶媒合有 層中にフッ素を含ませることが可能であり、またエネル ギーが照射された場合に、シロキサン結合より結合エネ ルギーの小さいフルオロアルキル基の部分が分解される ため、エネルギー照射により光触媒合有層表面における フッ素の含有量を低下させることができる。

【0095】一方、後者の例、すなわち、バイングの結合エネルギーより弱いエネルギーで結合したフッ素化合物を再入させる方法としては、例えば、低分丁量のフッ素化合物を上記分解物質として導入させる方法があり、例えばフッ素系の界面活性剤を混入する方法等を挙げることができる。また、高分子量のフッ素化合物を導入させる方法としては、バイング樹脂との相溶性の高いフッ素樹脂を混合する等の方法を挙げることができる。

上記光触媒含有層は、光触媒、およびバイングを必要に 応じて他の添加剤とともに溶剤中に分散して光触媒合有 周形成用盤に対象と調製し、この盤工液を上記紙上に塗 布することにより光触媒含有層を形成することができ る。使用する溶剤としては、エタノール、イソプロパノ ルト等のアルコール系の有機溶剤が好ましい。塗布はス ビンコート、スプレーコート、ディップコート、ロール

【0096】3、光触媒含有層の基材上への形成方法

ール等のアルコール系の有機溶剤が好ましい。塗布はス ヒンコート、スプレーコート、ディップコート、ロール コート、ビードコート等の公知の塗布方法により行うこ とができる。バインダとして架外線硬化型の成分を含有 している場合、紫外線を照射して硬化処理を行うことに より光敏盤を有層を形成することかできる。

【0097】上記、光触媒含有層形成用塗工液中の光触 媒の含有量は、固形分の5~60重量%、好ましくは2 0~40重量%の範囲で設定することができる。

[0099]上記第2の成分としての金属元素の添加 は、例えば金属化合物として添加されても、また金属做 粉末として添加されてもよく、最終的に光触媒合有層上 の濡れ性の変化速度を向上させることができるものであ れば、特に限定されるものではない。具体的に用いるこ とができるものとしては、、塩化金 (III) 酸四水和 物、塩化第二鉄、塩化第一鉄、塩化ニッケル (II)、塩 化白金酸 (IV) 六水和物、塩化ロジウム (III)、塩化 ルテニウム (III) 水和物、塩化銀 (I)、塩化亜鉛、塩 化コバルト (II)、塩化朝 (I)、塩化朝 (II) 二水和 物、酢酸網ー水和物、乳酸銀等を挙げることができる。 【0100】このようにして得られた光触媒合有層の厚 みは、0.05~10μmの範囲内であることが好まし

【0101】(2)感度向上処理工程

本実施監模おいては、上紀光微媒舎有層形成工程の後、 本発明の特徴でもある、態度向上処理工程を行う。こ 感度向上処理工程は、上述した光触媒舎有層形成工程で 基板上に形成された光触媒舎有層中の光触媒の触媒活性 を向上させるために行うものであり、これにより上述し た本実施態媒の作用効果、すなわち、効率的にパターン 形成体を製造することが可能となるのである。

【0102】この感度向上処理工程は、光触媒含有層中の光触媒の活性を向上させる処理であれば特に限定されるものではないが、具体的には水処理および熱処理の二つ処理を挙げることができ、いずれの処理も本実能態様に好適に用いることができる。

【0103】以下、まず水処理について説明した後、熱 処理について説明する。本実施瞭様でいう水処理とは、 水もしくは水に種々の溶質が溶解した水溶液と、光触媒 含有層とを接触させる処理をいう。

【0104】水もしくは水溶液との接触方法としては、 特に限定されるものではないが、例えば、水もしくは水 溶液中に光触媒含有層が形成された基板を浸渍する方 法、水もしくは水溶液を光微鏡含有層上に、スピンコート、スプレーコート、ロールコート、ビードコート等に より強布する方法等が挙げられる。本実施聴像において 、簡便である等の面から水もしくは水溶液中に光触媒 含有層が形成された基板を浸漉する方法が好ましい。

日 10 10 51 本実施理様によける水もしくは木溶液との 接触時間は、水もしくは水溶液の温度、後述するような 水溶液の種類、光触媒合有層に要求される感度等により 大きく異なるものではあるが、一般には10 50~30 分、好ましくは1~20分、特に好ましくは3~10分 程度接触される。上配逆阻より短い場合は、水処理の感 度に対する効果が顕著ではなく、上配逆阻より長い場合 は、生産効率上問題となる場合があるからである。

【0106】また、水処理に際しての水もしくは木溶液 の温度は、後述する熱処理で説明するように、温度が高 ければ光鏡線各有層中の光鏡線の触媒活性も向上するこ とになる。したがって、温度が高ければ光鏡線合有屋上 の濡れ性の変化に対する速度も向上するのであるが、速 度の削削半装置の簡便性等を考慮すると、一般的な水も しくは水溶液の温度としては、25~200℃、好まし くは30~100℃、特に辞ましくは40~60℃の範 間内とされる。

【0107】本実施態様における水処理とは、上述した ように水もしくは水溶液と光触媒含有層とを接触させる 処理であるが、ここで水溶液とは、特に限定されるもの ではないが、酸性の水溶液および水溶性の金属化合物が 溶解した水溶液(以下、金属化合物水溶液とする場合が ある。)を挙げることができる。これらの水溶液と光触 媒合有層とを接触させることにより、さらに光触媒合有 層中の光触媒の活性を向上させることが可能となり、光 触媒合有層表面の濡れ性の変化に対する窓度を向上させ ることができるからである。

【0108】こで用いられる酸性の水溶液としては、 塩酸、硝酸、硫酸、产业力酸等の水溶液を学げる ことができる。このようた酸性の水溶液の 日日として は、pH7以下、好ましくはpH4以下である。上記範 囲よりpHが大きい場合は、水処理の場合と効果に大き な差がなく、酸を加えた効果が明確に表れない点で好ま しくない。

【0109】また、酸性の水溶液において射ましいもの として、通酸化水素水を挙げることができる。通酸化水 素水を用いた場合の過酸化水素の濃度は、10~50重 量%の範囲内、好ましくは20~40重量%の範囲内で あることが射ましい。上記範囲を超えた濃度の過酸化水 素水は、取扱に問題があり、上記範囲より低い濃度の場 合は、水処理の場合と効果に大きな差がなく、過酸化水 素を加えた効果が明確に表れない点で射ましくない。

【0110】このような軟性の水溶液を用いる場合の、 光触媒合有層との接触時間、温度等は、酸の種類や濃度、および要求される光敏維全有層表面の漏水性の変化 の照射されるエネルギーに対する感度等により大幅に異 なるものであるが、一般的には、上記水の場合と同様で ある。

【0111】一方、上配金属化合物水溶液に用いられる 金属化合物としては、水溶性の金属化合物であれば特に 限定されるものではないが、具合放、7 A族、1 B族、 8 族を中心として、5 A族、6 A族、7 A族、1 B族、 2 B族、3 B族に含まれる金属の水溶性化合物を挙げる とができ、具体的には、バテジウム(V)、鉄(F e)、コバルト(Co)、ニッケル(Ni)、銅(C u)、亜鉛(Zn)、ルテニウム(Ru)、ロジウム (Rh)、パラジウム(Pb)、銀(Ag)、オスミウム(Os)、4リジウム(Ir)、白金(Pt)、およ び金(Au)からなる群から遊びされる少なくとも一種 の金属の水溶性の化合物であることが野ましく、物にF e(鉄)の水溶性化合物を学けることができる。

(11)、塩化Ψ鉛、塩化コハルト(11)、塩化銅(1)、 塩化銅(II) 二水和物、酢酸銅一水和物、乳酸銀等を挙 げることができる。

【0113】このような金属化合物の水溶液の濃度とし

ては、用いる金属化合物の開類によっても大きく異なる ものではあるが、一般的には0.01重量%から飽和濃度までの範囲内、好ましては0.1重量%から飽和濃度までの範囲内である。上記範囲より濃度が低い場合は、 金属化合物水溶液により処理することによる効果が顕著 に生じないためである。

【0114】にのような金属化合物が溶液を用いる場合 の、光触媒合有層との接触時間、温度等は、金属化合物 の種類や濃度、および要求される光触媒合有層表面の濡 れ性の変化の照射されるエネルギーに対する感度等によ り大幅に異なるものであるが、一般的には、上記水の場 合と同様である。

【0115】本実施態様においては、上記酸性の水溶液 および金属化合物水溶液を単独で用いてもよく、また混 合して用いてもよい。

【0116】このような水処理が行われた後、必要に応 じて、エアージェットを用いる方法等により光機線含有 層上の水分除去工程が行われ、また酸性の水磁線合しく は金属化合物の水溶液が用いられた場合は洗浄工程が行 われた後、上配水分除去工程が行われ、次のパターン形 成工程に送られる。このような水分除去工程を行うこと は、その後のパターニングの解像度に悪影響を与えるこ とがない等の理由から好ましい。

【0117】上記水処理を行うことにより光触媒合有層 の窓度が向上するのは、以下の理由によるものと推定さ れる。すなわち、この水処理の後に水分除去工程を行っ たとしても、水処理により表而の物理吸着水は増加す る。この状態で露光されることにより、励起された光触 線、例えば酸化チタン等により水は酸化され、とドロキ シラジカル等の活性酸素種が生成する。これが、有機物 の酸化分解に寄与し、この結果満れ性の変化速度を増大 させるのである

[0118]また、過酸化水素水により処理することに いりさらに感度が向上するのは、過酸化水素は、強力な 酸化作用を示すことから、過酸化水素水で処理すること により、物理的に吸着した過酸化水素水は、それ自体あ るいは光触媒の作用により活性酸素種を主成し有機物分 解に寄与するためであると考えられる。

【0119】このような水処理による態度向上工程の財 ましい一例としては、例えばイオン交換水に所定の時間 浸漬後、エアージェットによって表面を乾燥する方法等 を挙げることができる。エアージェットにより表面を乾 儀させることができるため、その後のパターン形成工程 におけるパターニングの解像度に影響し差い。

【0120】次に、熱処理について説明する。この熱処理は、光触媒含有層に熱を加えることにより、光触媒含 有層中の光触媒の活性を向上さめ処理であり、上述し 水外処と並んで、本実施態機における感度向上処理工程 の軒道な例として挙げることができる。

【0121】この熱処理は、光触媒含有層に対して熱を

加える処理であれば、いかなる処理方法であってもよ く、具体的には、光触媒合有層が形成された基板をオー プン内で加熱する方法、ホットプレート上で加熱する方 法、赤外線レーザを照射する方法、熱媒体、物に温水に 浸漬する方法等種々の方法を挙げることができる。

【0122】本実施態様においては、中でも上記水処理 との相乗効果が期待できる温水に浸漬する方法が好まし

【0123】この熱処理の処理温度は、通常20~20 0℃の範囲内や荷かれる、上記範囲より高い温度では、光 触媒含有層等の劣化のおそれがあり、また基板のたわみ による繁光精度が低下するおそれがありなか好まして、 い、一方、上記温度範囲より低い温度の場合は、然近 による機序の値下が顕著でないため好ましくない。

【0124】この熱処理による感度向上処理工程は、光 触媒含有層の密度は加熱した状態でのみ向上するもので あることから、一般的には、熱処理による密度向上処理 工程を行いつパターン形成工程を行う。すなわち、例 えばホットプレート上加熱しながら、エネルギー照射に されるものではなく、例えば熱処理による感度向上処理 工程を単独で行った後、その温度が低下しないうちに素 早く次のパターン形成工程を行う等の方法を採ることも 可能である。

[0125] このような熱処理により怨度が向上するの は、光触媒含有層による濡れ性を低下させる反応は、光 触媒による触媒反応であるために、熱を加えることにに より活性化エネルギーが低下するものであり、その結 果、有機物の分解反応等が効率的に生じ、濡れ性の変化 速度も向上するものと予想される。

【0126】(3)パターン形成工程

本実施職様においては、上記感境向上規理工程において 感度向上処理がなされた光触媒合有層表面に対して、エ ネルギーをパターン照射して、濡れ性の異文を部位から なるパターンを形成するパターン形成工程が行われる。 【0127】本実施聴様においては、光触媒合有層に上 起感度向上処理がなされているため、エネルギーのパターン 一ン照射に際して、濡れ性の変化速度が速く、短時間で 所定の端上性の異なる都位からなるパターンを形成する ととができる。したがって、パター光を成か報道効率 が極めて高くなるという上述した効果を奏するのである。 【0128】上記濾れ件の差異で形成されたパターンを

【0128】上記離れ性の差異で形成されたパケーンを 形成するに際して、露光されていない部分における表面 現力40mN/mの液体との接触角が、露光された部分 における表面張力40mN/mの液体との接触角より1 度以上大きい接触角、野ましくは10度以上大きい接触 角となるまでエネルギーの照射を行うことが好ましい 【0129】具体的には、パケーン形成に際して露光し ていない領域は、表面張力40mN/mの液体との接触 例が10度以上、好ましくは表面張力30mN/mの液 体との接触的が10度以上、特に表面張力20mN/m の液体との接触的が10度以上であることが好ましい。 これは、パターンにおいて露光していない部分は、本発 明においては接液性が要求される部分であることから、 液体との接触的が小さい場合は、搾液性が十分でなく、 各種機能性部形成用途工被等が残存する可能性が生じる ため好ましくないからである。

【0130】また、パターン形成に際して務光した部分の領域は、表面張力40ml/mの液体との接触角が9 度末滑、解すしくは表面張力50ml/mの液体との接触的が10度以下、特に表面張力60ml/mの液体との接触角が10度以下となるまで露光、すなわちエネルギーの接触角が高いと、この部分でつる種機能性部形成用途工液等の広がりが劣る可能性があり、精度良く機能性部を形成することができない可能性があるからである。【0131】以下、本実能糖様に用いられるエネルギーとパターン照射の方法について説明する。

【0132】(エネルギー)本実施態様のパターン形成 体の製造方法においては、エネルギーのパターン照射が 行われるが、ここで用いられるエネルギーとしては、光 触媒含有層に用いられている光触媒を励起することがで きるエネルギーであれば特に限定されるものではない。 例えば、パターン照射の項で詳述するように光と熱エネ ルギーの組合せ等であってもよいが、通常光が好適に用 いられる。

【0133】本実施理様において用いられる光敏媒は、 そのバンドギャップによって酸螺反応を生じさせる光の 波長が異なる。例えば、硫化カドニウムで含れば496 nm、また酸化鉄であれば539nmの電外光であり、 一酸化チタンであれば388nmの紫外光である。した がって、光であれば可視光であれ業外光であれ本実施聴 様で用いることができる。しかしながら、上述したよう 教があり、かつ化学的にも安定で毒性もなく、入手も容 易といった理由から光触媒としては二酸化チタンが好適 に用いられる関係上、この一酸化チタンの触媒反応を生 に対しるとなるととが保まして、200mに発化が発力を生 に対したる関係上、200mに分かが好適 に用いられる関係上、200mに分かが好適 に用いられる関係上、200mに分かの地域反応を生 に対しるとなるまとが保まして、200mにからまたとが好きがあり、

【0134】にのような紫外光を含む光瀬としては、例 えば、水銀ランア、メタルハライドランア、キセノンラ ンプ等を挙げることができる。この露光に用いる光の波 長は400m以下の範囲 好ましくは380m以下 の範囲から設定することができ、また、露光に際しての 光の照射量は、露光された都位が光鏡蝶の作用により親 微性を発現するのに必要な照射量とすることができる。 【0135】(パターン照射)本実練無様とおいては、

【0135】(パターン照射)本実施態様においては、 このようなエネルギーをパターン状に照射する必要があ る。パターン状に照射する方法としては、特に限定され るものではないが、通常フォトマスクを用いる方法によ り行われる。

【0136】このフォトマスクを用いる方法以外の方法 としては、レーザ等を用いてエネルギーを措施照射する ような方法でエネルギーのパターン照射を行っても良い。具体的には、エキシマ、YAG等のレーザーを用い てパターン状に措施照射する方法を挙げることができ る。しかしながら、このような方法は、装置が高値、取 り扱いが困難、さらには連続出力ができない等の問題を 有する場合がある。

【0137】したがって、本実施態様においては、光触 媒含有層に対し、光触媒及反開始エネルギーを加え、こ の光触媒反反開始エネルギーが加えられた領域内に反応 速度増加エネルギーをパターン状に加えることにより親 液性領域のパターンを形成するようにしてもよい。この ようなエネルギーの照射方法を用いてパターンを形成 ることにより、パターン形成に際して、赤外線レーザ等 の比較的安値で取り扱いが容易である反応速度増加エネ ルギーを用いることができ、これにより上述したような 同期が出りたかなのでき、これにより上述したような 同期が出りていなのです。

問題が生じないからである。 【0138】このようなエネルギーを加えることにより 濡れ性の変化した親液性領域のパターンが形成できるの は、以下の理由による。すなわち、まずパターンを形成 する領域に対して光触媒反応開始エネルギーを加えるこ とにより、光触媒含有層に対する光触媒の触媒反応を開 始させる。そして、この光触媒反応開始エネルギーが加 えられた領域内に、反応速度増加エネルギーを加える。 このように反応速度増加エネルギーを加えることによ り、既に光触媒反応開始エネルギーが加えられ、光触媒 の触媒作用により反応が開始されている光触媒含有層内 の反応が、急激に促進される。そして所定の時間、反応 速度増加エネルギーを加えることにより、特性変化層内 の特性の変化を所望の範囲まで変化させ、反応速度増加 エネルギーが加えられたパターンを濡れ性の変化した親 液性領域のパターンとすることができるのである。

【0139】a. 光触線反応開始エネルギーについて このエネルギー照射方法に用いられる光触線反応開始エ ネルギーとは、光触線が光触線含有層中の化合物に対し て、その特性を変化させるための触線反応を開始させる エネルギーをいう。

【の140】ここで加える光触媒反応開始エネルギーの 量は、光触媒合有層中の漏れ性の変化を激激に生じない。 程度の量である。加えられる光触媒反応開始エネルギー の量が少ない場合は、反び速度増加エネルギーを加えて パターンを形成する際の態度が低下するため好ましくな く、またこの量が多すぎると、光触媒反応開始エネルギー 一を加えた光触媒合有層の特性の変化の度合いが大きく を力すぎて、反応速度増加エネルギーを加えた領域との 差異が不明確となってしまうため好ましくない。この加 差るエネルギーの量に関しては、予めエネルギーを加え る量と光触媒含有層中の濡れ性の変化量とを予備実験等 を行うことにより決定される。

【0141】この方法における光触媒反応開始エネルギ 一としては、光触媒反応を開始させることができるエネ ルギーであれば特に限定されるものではないが、中でも 光であることが好ましい。この光については、上記エネ ルギーの項で説明したものと同様であるので、ここでの 説明は省略する。

【0142】本実施態様においては、この光触媒反応開 始エネルギーが加えられる範囲は、光触媒含有層の一部 分であってもよく、例えばこの光触媒反応開始エネルギ ーをパターン状に加え、さらに後述する反応速度増加工 ネルギーもパターン状に加えることにより、濡れ性が変 化した親液性領域のパターンを形成することも可能であ るが、工程の簡略化、単純化等の理由から、この光触媒 反応開始エネルギーをパターンを形成する領域全面にわ たって加えることが好ましく、このように全面にわたっ て光触媒反応開始エネルギーが加えられた領域に反応速 度増加エネルギーをパターン状に加えることにより、光 触媒含有層上に親液性領域のパターンを形成するように することが好ましい。

【0143】b. 反応速度増加エネルギーについて 次に、この方法に用いられる反応速度増加エネルギーに ついて説明する。この方法に用いられる反応速度増加工 ネルギーとは、上記光触媒反応開始エネルギーによって 開始された光触媒含有層の濡れ性を変化させる反応の反 応速度を増加させるためのエネルギーをいう。本実施態 様においては、このような作用を有するエネルギーであ ればいかなるエネルギーであっても用いることができる が、中でも熱エネルギーを用いることが好ましい。

【0144】このような熱エネルギーをパターン状に光 触媒含有層に加える方法としては、光触媒含有層上に熱 によるパターンが形成できる方法であれば特に限定され るものではないが、赤外線レーザによる方法や感熱ヘッ ドによる方法等を挙げることができる。このような赤外 線レーザとしては、例えば指向性が強く、照射距離が長 いという利点を有する赤外線YAGレーザ(1064n m)や、比較的安価であるという利点を有するダイオー ドレーザ (LED: 830nm、1064nm、110 0 nm)等の他、半導体レーザ、He-Neレーザ、炭 酸ガスレーザ等を挙げることができる。

【0145】この方法においては、上述した光触媒反応 開始エネルギーを加えることにより、光触媒を活性化さ せて光触媒含有層内の触媒反応による濡れ性の変化を開 始させ、この濡れ性の変化が生じた部分に反応速度増加 エネルギーを加えてその部分の触媒反応を促進させるこ とにより、反応速度増加エネルギーが加えられた領域 と、加えられなかった領域との反応速度の差により、親 液性領域のパターンを形成することができる。 【0146】B. 第2実施態様

次に、本発明のパターン形成体の第2実施態様について 説明する。第2実施態様のパターン形成体の製造方法 は、(1)基板を準備し、この基板上に、少なくとも光 触媒が含有された光触媒含有層を形成する光触媒含有層 形成工程と、(2)上記光触媒含有層上に、エネルギー 照射に伴う光触媒の作用により液体との接触角が低下す るように濡れ性が変化する層である濡れ性変化層を形成 する濡れ性可変層形成工程と、(3)上記光触媒含有層 に対して感度向上処理を施して、上記光触媒の触媒活件 を向上させて上記光触媒含有層の感度を向上させる感度 向上処理工程と、(4)上記濡れ性可変層表面に対し て、エネルギーをパターン照射して濡れ性の異なる部位

からなるパターンを形成するパターン形成工程とを有す ることを特徴とするものである。

【0147】このように、本実施態様においては、上記 光触媒含有層に対して感度向上処理を施して、光触媒含 有層の感度を向上させ、これにより光触媒含有層上に形 成された濡れ性可変層上の濡れ性の変化速度を大幅に向 上させることができる。これにより、上記第1の実施態 様と同様の利点を有する。また、本実施職様により得ら れるパターン形成体は、濡れ性可変層上に機能性部が形 成されることから、機能性部と光触媒含有層とが直接接 触することがない。よって、光触媒含有層中の光触媒の 作用により機能性部が劣化する等の可能性が少なく、不 具合の生じる可能性の少ない機能性素子を得ることがで きる。

【0148】以下、このような本実施態様のパターン形 成体製造方法を、各工程毎に詳しく説明する。

【0149】(1)光触媒含有層形成工程

本実施態様においては、まず、基板を準備し、この基板 上に、少なくとも光触媒が含有された光触媒含有層を形 成する光触媒含有層形成工程が行われる。

【0150】本実施態様における基板は、上記第1実施 態様のものと同様であるのでここでの説明は省略する。 【0151】一方、本実施態様における光触媒含有層 は、少なくとも光触媒を含有するものであり、バインダ の有無を問わない点で上記第1実施態様における光触媒 含有層と異なるものである。

【0152】本実施態様において、光触媒含有層がバイ ンダを有する場合は、上記第1実施態様で説明した光触 媒含有層と同様であるので、ここでの説明は省略する。 ただし、第2実施態様においては、光触媒含有層上の濡 れ性は特に変化する必要がたいことから バインダ白体 に光触媒が作用することによる濡れ性の変化が生じない 場合であっても、第1実施態様のように分解物質を光触 媒含有層に含有させる必要がない。また、バインダを有 する場合の光触媒含有層の製造方法は、上述した第1実 施態様と同様であるので、これについての説明も省略す 8.

【0153】一方、バインダを有さない場合としては、

例えば酸化チタンの場合は、透明基本上に無定形チタエア
を形成し、次いで焼成により結晶性チタニアに相変化
させる方法率が挙げられる。ここで用いられる無定形チ タニアとしては、例えば四塩化チタン、硝酸チタン等の チタンの素機塩の加水分解、脱水縮合、テトラエトキシ チタン、テトライソアロポキシチタン、テトラーローア ロポキシチタン、テトラブトキシチタン、テトラメトキ シチタン等の有機チタン化合物を破存在下において加水 分解、脱水縮合によって得ることができる。

【0154】この光触媒含有層がバインダを有さない場合においても、必要に応じて上述した第2の成分としての金属元素を添加してもよい。この第2の成分としての金属元素は、無定形チタニアの形成時に添加される。

【0155】(2)濡れ性可変層形成工程

本実施課機とおいては、上記光触媒合有層形成工程の 袋階形成工程が行かれる。この濡れ性可変階を形成する濡れ性可 変階形成工程が行かれる。この濡れ性可変階は、光触媒 含有層の作用により濡れ性が変化する層であれば特に限 定されるものではいが、上記第1実施距線の光触媒合有 個中のバインダと同様の材料で形成することが好まし い。なお、このように上記第1実施距線の光触媒合有層 中のバインダと同様の材料で形成した場合の添れ性可変 個の材料および形成方法に関しては、上記第1実施態様 と同様であるので、ここでの説明は省略する。

- 【0.156】本実施聴様において、この濡れ性可変層の 厚みは、光触媒による濡水性の変化速度等の関係より、 0.001μ mから 1μ mであることが好ましく、特に 好ましくは0.01~ 0.1μ mの範囲内である。
- 【0157】本発明において上述した成分の満れ性可愛 層を用いることにより、開接する光触媒含有層中の光触 媒の作用により、上記成分の一部である有機基や添加剤 の酸化、分解等の作用を用いて、露光部分の満れ性を変 化させて観微性とし、非露光部との濁れ性に大きな差を 生じさせることができる。よって、各種機能能形成用 塗工剤等との受容性(銀液性)および反発性(税液性) を高めることによって、利用価値の高いパターン形成体 とすることができる。
- 【0158】本実施態様における濡れ性可変層は、露光されていない部分における表面張力40 mN/mの液体の液検角を、露光された部分における表面張力40 mN/mの液体との接触角を、第光された部分における表面張力40 mN/mの液体との接触角とすることが好ましい。このように、少なくとも接触角の差が1度以上あれば、各種機能性部形成用強工液を親液性領域に沿って塗布することが容易となるからである。
- 【0159】具体的には、露光していない部分においては、表面限力40mN/mの液体との接触物が10度以 上、野ましくは表面限力30mN/mの液体との接触物が10度以上、野ましくは表面限力30mN/mの液体との接触物が10度以上、特に表面限力20mN/mの液体との接触的が10度以上であることが好ましい。これは、露光

していない部分は、本発明においては脱液性が要求され る部分であることから、液体との接触角が小さい場合 は、脱液性が十分でなく、各種機能性部形成用塗工液等 が残存する可能性が生じるため好ましくないからであ る。

- 【0160】また、上記滞れ性可変層は、露光すると液体との接触角が低下して、表面張力40mN/mの液体との接触角が9度未満、新ましくは表面張力50mN/mの液体との接触角が10度以下、特に表面張力60mN/mの液体との接触角が10度以下となるような層であることが對ましい。露光した部分の液体との接触角が高いと、この部分での各種機能性部形成用地正液等の広がりが劣ら可能性があり、特度良く機能性部を形成することができない可能性があり、特度良く機能性部を形成することができない可能性があるからである。
- 【0161】なお、この濡れ性可変層には、上配第1実 施糖様における光触媒含有層の説明中「フッ素の含有」 の項で配載したものと同様にして同様のフッ素を含有さ せることができる。

【0162】(3)感度向上処理工程

本実施閣僚においては、上述した光触媒含有層形成工程 において形成された光触媒含有層に対して態度向上処理 を施して、光線の触媒活性を向上させて光触媒含有層 の態度を向上させる。これにより、上記漏化性可変層の 表面の漏れ性の変化速度を向上させることができ、上述 したように効率の良くパターン形成体を製造することが できる。

- 【0163】この感度向上処理工程は、以下に記載する 点を除いて、上述した第1実施態様における感度向上処 理工程と同様にして行われる。
- 【0164】第1実施態様と異なる点の一つは、態度向上処理工程が水処理工程である場合、光触媒含有層と水とを接触させて行うのであるが、本実施態様においては、満れ性可変層を介して光敏媒含有層と水もしくは水溶液とを接触させることにより行う点である。この濡れ性可変層は上述したように非常に薄い層であることか溶液とを接触させることによっても、十分に光触媒含有層の大動を対象性を対象性を向上させ、光触媒合有層の原向上処理工程が発処理工程である場合は、光触媒合有層に無を加えるものであるので濡れ性可変層が光触媒含有層上に形成されている。成は異なるものの、他は第1実施機と同様となる。
- 【0165】本実施態機においては、上記満れ性可変層 形成工程の前にこの感度向上処理工程を行ってもよい。 この場合は、上記光触媒含有層形成工程終了後、感度向 上処理工程を行い、なるべく短時間で濡れ性可変層形成 工程を行った後、後述するパターン形成工程を行う。
- 【0166】(4)パターン形成工程 本実施態様におけるパターン形成工程は、パターンが形

成されるのが第1実施態様では光触媒含有層上であるの に対し、本実施態様では濁れ性可変層上である点を除 き、第1実施態様と同様であるので、ここでの説明は省 略する。

【0167】C. 第3実施態様

最後に、本発明のパターン形成体の製造方法における第 3実施聴様について説明する。第3実施聴様のパチーン 形成体は、(1) 基板を準備し、この基板上、少なく とも光触媒が合有された光触媒含有層を形成する光触媒 合有層工程と、(2)上配光触媒含有層と形成する光触媒 一が照射された際に光触媒含有層の作用により分階が される分解除と層を形成する分解除去層形成して軽と、

- (3)上記光触媒合有層に対して感度向上処理を施し て、上記光触媒の触媒活性を向上させて上記光触媒合有 層の感度を向上させる感度向上処理工程と、(4)上記 分解除去層表面に対して、エネルギーをパターン照射し て照射された部分の分解除去層を除去することにより、 分解除去層の有無によるパターンを形成するパターン形 成工程とを有することを特徴とするものである。
- 【0168】このように、光触媒含有層中の光触媒の作 用により分解除去され得る分解除去層を光触媒含有層上 に形成することにより、露光された部分は光触媒の作用 により分解され除去される。したがって、露光された部 分は光触媒含有層が表面に残存することになり、露光さ れていない部分は分解除去層が表面に露出することにな る。よって、例えば分解除去層を撩液性の材料で形成 し、光触媒含有層を親液性の材料で形成し、エネルギー をパターン照射して光触媒を作用させることによりその 部分の分解除去層が除去され、これにより濡れ性の異な るパターンを光触媒含有層上に形成することができる。 【0169】そして、この場合本実施態様においては、 上記光触媒含有層に対して、分解除去層の分解除去速度 を向上させる感度向上処理工程を行うものである。した がって、エネルギー照射した場合の分解除去層の分解除 去速度を向上させることができる。よって、短時間のエ ネルギー照射により、分解除去層が除去されたパターン を形成することが可能であり、パターン形成体の製造効 率が向上し、コスト的に有利なパターン形成体を提供す ることができる。
- 【0170】本実施態能においては、上記説明で例示し たように、分解除去層が脱液性であり光触媒含有層が観 液性である場合が好ましいが、本発明はされに限定され るものではない。すなわち、光触媒含有層が脱液性であ り、分解除去層が観液性であってもよい。この場合は、 規液性となる部分を露光して、分解除去層を分解除去 し、光触媒含有層を露出させる。これにより、露光した 都分は飛液性となり、霧光しなかった部分は分解除去層 が疾作して観液性となり、
- 【0171】ここで、分解除去層と露出した光触媒含有層との表面張力40mN/mの液体に対する接触角の差

異であるが、少なくとも1度以上異なることが軒まし く、特に10度以上異なることが軒ましい。この液体と の接触角の差異が小さい場合は、この液体との接触角の 差異を利用して行う機能性部の形成が困難となるためで ある。

【0172】(1)光触媒含有層形成工程

本実施態様における光触媒含有層形成工程、すなわち基 材、光触媒含有層、光触媒含有層の形成方法等は、上記 第2実態態様と同様であるのでここでの説明は省略す る。

- 【0173】ただし、本実施配様においては、分解除去 層が除去されて露出した光触媒含有層表面が分解がある。この場 合、上述したように、光触媒含有層が観液性を有するこ をが終まして、特に表面張力40mN/mの液体に対す る接触角が19度未満であることが好ましく、さらに好 ましくは10度以下であることである。
- 【0174】大乗随機体に対て露光された部分は、光 触媒の作用により分解除去される。したがって、露光さ れた部分は光触媒含有層が表面に露出することになる。 この部分は複微性が要求される部分であることから、光 触媒含有層上の表面張力40mV/mの液体に対する検 機角が上記範囲を超える場合は、この部分での看機能 性部形成用域上液等の広がりが多る可能性があり、得ら れる機能性素子の品質上問題となる場合があるからであ れる機能性素子の品質上問題となる場合があるからであ
- 【0175】なお、上紀光触媒含有層が露光により液体 との接触角が低下し、上記範囲内となるものであっても よい。これは、分解除去層が光を透過する場合は、分解 除去層を露光するに際して分解除去層を透過して光触媒 今有層も露光されるからである。

【0176】(2)分解除去層形成工程

次に、未実施限様においては、上記光挽媒合有欄上に分解除去層を形成する分解除去層形成工程が行われる。 こで形成される分解除去層は、露光された際に光晩媒合 有層中の光触媒の作用により分解除去されるものであれ ば特に限定されるものではないが、表面膜力40mN/ mの液体に対する接触角が20度以上、特に好ましくは 30度以上のものであることが好ましい。

- [0177] これは、本実施能機において露光されたい 部分は分解除去層が残存することになる。ここで、窓光 されない部分は、上述したように現液性を示す方が好ま しい部分である。よって、分解除去層上の表面形力40 mN/mの液体に対する接触角が上記範囲より小さい場合は、飛液性が十分でなく、各種機能性部形成用途工液 等が残存する可能性が生じるため好ましくないからである。
- 【0178】また、露光後残存する分解除去層は露光された部分、すなわち親液性領域の間に残存する。このような場合には、この分解除去層は親液性領域を区切る携

液性の凸部として用いることが可能となり、各種機能性 部形成用塗工液を塗布する際に精度よく塗布することが できる。

【0179】このような分解除法層に用いられる材料と しては、上述した分解除法層の特性、すなわち露光によ 財際接する光触媒合有層中の光触媒の作用により分解除 去される材料で、かつ好ましくは表面張力40mN/m の液体に対する接触角が上述した範囲となる材料であ

る。 【0180】このような材料としては、例えば炭化水素 系、フッ素派またはシリコーン系の非イオン界面活性剤 を挙げることができる。このようなものとして具体的に は、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシ エチレンアルキルフェニルエーテル、パーフルオロアル キルエチレンオキシド竹加物、もしくはパーフルオロア ルキルアミンチャシド等を挙げることができる。

【0182】この分解除去層の材料としては他にもカチ オン系、アニオン系、両性界面活性剤を用いることが可 能であり、具体的には、アルキルベンゼンスルホン酸ナ トリウム、アルキルトリメチルアンモニウム塩、パーフ ルオロアルキルカルボン酸塩、パーフルオロアルキルベ タイン等を挙げることができる。

ーエム社製)として入手することができる。

【0183】さらに、分解除去層の材料としては、界面 活性剤以外にも種々ポリマーもしくはオリゴマーを用い ることができる。このようなポリマーもしくはオリゴマ ーとしては、例えばボリビニルアルコール、不飽和ボリ エステル、アクリル樹脂、ポリエチレン、ジアリルフタ レート、エチレンプロピレンジエンモノマー、エポキシ 樹脂、フェノール樹脂、ポリウレタン、メラミン樹脂、 ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、ポリアミド、ポリ イミド、スチレンブタジエンゴム、クロロプレンゴム、 ポリプロピレン、ポリブチレン、ポリスチレン、ポリ酢 酸ビニル、ナイロン、ポリエステル、ポリブタジエン、 ポリベンズイミダゾール、ポリアクリルニトリル、エピ クロルヒドリン、ポリサルファイド、ポリイソプレン等 を挙げることができる。本発明においては、中でもポリ エチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビ ニル等の水との接触角の高い発液性のポリマーを用いる ことが好ましい。

□01841 このような分解除去層は、上述した成分を必要に応じて他の添加網とともに溶剤中に分散して途布液を測製し、この途布液を光触媒含有層上に途布することにより形成することができる。途布はスセンコート、スプレーコート、ディップコート、ロールコート、ビィードコート等の公知の途布方法により行うことができる。「01851 本実能態様において、この分解除去層の厚みは光触媒による分解速度等の関係より、0.00101μmから1μmであることが背まして、特に哲ましくは0.01~0.1μmの施間である。

【0186】(3)感度向上処理工程

本実施態様における感度向上処理工程は、濡れ性変化層を分解除去層とした以外は上記第2実施態様と同様のものであるので、ここでの説明は省略する。

【0187】なお、本実施態様においても、上記第2実 施態様と同様に、感度向上処理工程を行った後、分解除 去層形成工程を行うようにしてもよい。

【0188】(4)パターン形成工程

本実施態様における分解除去層のパターンの形成に際して、照射するエネルギーもよびエネルギーのパターン駅 財方法に関しては、上述した第1の実施態機に開催であ るのでここでの説明は省略する。ただし、表面の満れ柱 の変化に関しては、本実施聴検は上述したように分解除 去層の除去による満れ性の差によるパターンの形成であ ることから、上記第1の実施聴様とは異なり、上記本実 施臨様における説明のようにして形成され、具体的な濡 れ性の差は、上記分解除去層上の濡れ性と光触媒含有層 上の濡れ性の差により形板を計る。

【0189】D. 機能性素子

上述したような3つの態様のパターン形成体の製造方法 により得られたパターン形成体上のパターンに対応した 部位上に機能性部を配置することにより種々の機能性業 子を得ることができる。

【0190】ここで機能性とは、光学的(光選択吸収、 反射性、偏光性、光選択透過性、非線形光学性、蛍光あ るいはリン光等のルミネッセンス、フォトクロミック性 等)、磁気的(硬磁性、軟磁性、非磁性、透磁性等)、 電気·電子的(導電性、絶縁性、圧電性、焦電性、誘電 性等)、化学的(吸着性、脱着性、触媒性、吸水性、イ オン伝導性、酸化還元性、電気化学特性、エレクトロク ロミック性等)、機械的(耐摩耗性等)、熱的(伝熱 性、断熱性、赤外線放射性等)、生体機能的(生体適合 性、抗血栓性等)な各種の機能を意味するものである。 【0191】このような機能性部のパターン形成体のパ ターンに対応した部位へ機能性部の配置は、濡れ性が変 化したパターンが形成されていることから、機能性部形 成用塗工液をパターン形成体上に塗布することにより、 濡れ性の良好な親液性領域のみ機能性部形成用組塗工液 が付着することになり、容易にパターン形成体のパター ンに対応した部位に機能性部を配置することができる。 この場合には、パターン形成体の未露光部は、臨界表面 張力が50mN/m以下、好ましくは30mN/m以下 であることが領ましい。

【01921本発明に用いられる機能性部形成用塗工液としては、上述したように機能性素子の機能、機能性素子の機能、機能性素子の形成方法等によって大きく異なるものであるが、例えば、紫外線硬化型モノマー等に代表される溶剤で希釈されていない組度物や、溶剤で希釈した液体状の組成物等を用いることができる。また、機能性部形成用型エジセしては枯度が低いほど短時間にパターンが形成できることから特に好ましい。ただし、溶剤で希釈した液体状組成物の場合には、パターン形成時に溶剤の頻楽による粘度の上昇、表面張力の変化が起こるため、溶剤が低郷発性であることが望ましい。

【0193】本発明に用いる九る機能性部形成用強工流 としては、バターン形成体に付着等させて配置されると とにより機能性部となるものであってもよく、またバタ ーン形成体上に配置された後、薬剤により処理され、も しくは無外縁、熱等により処理された後、薬剤により処理され、も ものであってもよい。この場合、機能性部形成用強工 液の結着剤として、紫外線、熱、電子線等で効果する成 分を含有している場合には、硬化処理を行うことにより 業早く機能性部が形成できることから好ました。

【0194】にのような機能性素子の形成方法を具体的 に説明すると、機能性部形成用盤工液は、ディップコー ト、ロールコート、プレードコート、スピンコート等の 塗布手段、インクジェット等を含むノズル吐出手段等の 手段を用いてバターが成成上に形成された観液性領域 のパターン上に機能作能多形成です。

【0195】このようにして得られる機能性素子として 具体的には、カラーフィルタ、マイクロレンズ等を挙げ ることができる。

【01961上記カラーフィルタは、液晶表示装置等に 用いられるものであり、赤、緑、青等の複数の画素部が ガラス基板を上に高精細なパケーンで形成されたもので ある。本発明のパターン形成体をこのカラーフィルタの 製造に用いることにより、低コストで高精細なカラーフ ィルタとすることができる。すなわち、満れ性が安化 近パターン上の頻液性傾脈に、例えばイングジェット装 置等によりインク(機能性部形成用塗工液)を付着・硬 化させることにより、容易に画業部(機能性部)を形成 ラることができ、これにより少ない工程数で高精細なカ ラーフィルタを得ることができる。

[0197]また、機能性素子がマイクロレンズである 場合は、流れ性が変化したパターンの親液性上にレンズ 形成用組成物、機能性部形成用性工液)を領下すると、 このレンズ形成用組成物は観液性領域のみに広がり、さ らに滴下することにより液滴の接触角を大きくすること ができる。このレンズ形成用起物を使化させることに より種々の形状あるいは焦点距離のものを得ることが可能となり、高精細なマイクロレンズを得ることができる。

【0198】なお、本発明は、上記実施修御に限定され ものではない。上記実施修修は、例示であり、本発明 の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一 本構成を有し、同様な作用効果を奏するものは、いか なるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。 (0199】

【実施例】 (実施例1:水処理による感度向上) イソア ロビルアルコール3g、フルオロアルキルシラン(商品 名: №-160E、トーケムアロダクツ社製、トー(3ー(トリ メトキシシリル) プロビル) - Nエテルパーフルオロオク タンスルホンアミドのイソプロビルエーテル50重量% 溶液)0.01g、酸化チタンゾル(商品名: STK-01、石原 産業社製) 2gを混合し、100℃で20分間撹拌し たた。

【0200】この溶液を厚さ0.7mmの無アルカリガラス基板上にスピンコーティング法によりコートし、20分間、150で加熱後、厚さ0.15μmの光触媒会有層を得か。

【0201】この光触媒合有層を25℃のイオン交換水 に3分間浸漬し引き上げ後、エアージェットにより乾燥 させた。この光触媒合有層の40mN/mの濡れ指数原 準液に対する接触角を接触角測定器(協和界面科学製、 CA-2型)により測定した結果70度であった。

【0202】次いで、この光敗線含有層表面に超高圧水 銀ランプにより20mW/cm² (355ma) の照度で紫外線 照射を行った結果、40mN/mの濡れ指数標準液に対 する接触負が0度になるまでに60秒間襲した。

【0203】(実施例2: 酸による感度の向上)実施例 目同様にして光触媒合有層を作製した。この光触媒合有 層を25での過酸化水素水(304.%)に3分間浸漬し 引き上げ後、エアージェットにより乾燥させた。この光 触媒合有層の40mN/mの漏れ指数標準液に対する接 触角を接触角測定器(協和界面科学製、Ch-Z型)により 測定した結果70度であった。

【0204】次いで、この光触媒含有爛表面に超高圧水 銀ランプにより20mW/cm²(365mm)の照度で業外線 照射を行った結果、40mN/mの濡れ指数標準液に対 する接触角が0度になるまでに40秒間要した。

【0205】(東施例3:金屋化合物による感度の向上) 実施例1同様に光触媒合有層を作製した。この光触媒合有層を作製した。この光触媒合有層を表示液(心、は、%)に3分間浸漉し引き上げ後、エアージェットにより乾燥させた。この光触媒合有層の40mN/mの漏孔指数標準液に対する接触角を接触角測定器(協和界面科学製、CA-Z型)により測定した結果を7度であった。

【0206】次いで、この光触媒含有層表面に超高圧水 銀ランプにより20mW/cm²(365nm)の昭度で紫外線 照射を行った結果、40mN/mの濡れ指数標準液に対する接触角が0度になるまでに30秒間要した。

【0207】(実施例4: 熱処理による感度の向上) 実 施例[同線に光触媒合有層を作製した、この光触媒合有 層の40mN/mの渦化指数標準液に対する接触角を接 験角測定器(協和界面科学製、CA-Z型)により測定した 結果67度であった。

【0208】次いで、この光触媒合有層表面を50℃のホットプレート上に設置した状態で、超高圧水銀ランプにより20mik/cm¹ (365nm)の照度で紫外線照射を行った結果、40mN/mの濡れ指数標準液に対する接触角が0度になるまでに30秒間要した。

【0209】(比較例1) 実施例1同様に光触媒含有層 を作製した。この光触媒含有層の40mN/mの濡れ指 数標準液に対する接触角を接触角濃定器(協和界面科学 製C4-7型)により測定した結果70度であった。

【0210】感度向上処理を能さずに光触媒合有層表面 に超高圧水銀ランプにより20mW/cm² (365nm)の照 度で紫外線照射を行った結果、40mN/mの濡れ指数 標準液が0度になるまでに120秒間要した。

【0211】(実施例5:水処理による感度の向上)イソプロピルアルコール3g、酸化チタンプル(商品名: STK-01、石販産業製)2gを混合し100で20分間 機群した。この溶液を厚さ0.7mmの無アルカリガラス基板上にスピンコーティング法によりコートし、20分間、150でで加熱後、厚さ0.15μmの光触媒合有層を積か、

【0212】次にフルオロアルキルシラン(商品名: WP-160E、トーケムアロダクソ社製、N-13 (トリメトルシリル)プロピルノードエナルバーフルオロオクタンスルホンアミドのイソプロピルエーテル50重量%溶液)0.0 01g、シリカゲル(商品名: グラスカ町で7002. 日本台成ゴム社製)0.6g、アルキルアルコキシシラン(商品名: IPC402M、日本合成ゴム社製)0.2gを混合し、100で20分間境料した。この溶液を前記光触媒合有層上に同様にコートし20分間、150℃で加熱後、厚さ0.5guの流相件可影響を得た。

【0213】この基板を25℃のイオン交換水に3分間 浸漬し引き上げ後、エアージェットにより乾燥させた。 この濡れ性可変層表面の40mN/mの濡れ指数標準液 に対する接触角を接触角型定器(協和界面科学製、CA-Z型)により測定した結果455度であった。

【0214】この濁れ性可変層表面に超高圧水銀ランプ により20mW/cm⁸(365mm)の照度で紫外線照射を行 った結果、40mN/mの濁れ指数標準流に対する接触 角が0度になるまでに60秒間要した。

【0215】(比較例2)実施例5と同様にして、光触 媒含有層を作製した。次いで、実施例5と同様にして高 れ性可変層を形成した。この濡れ性可変層の40mN/ mの濡れ指数標準液に対する接触角を接触角測定器(協 和界面科学製、CA-Z型)により測定した結果65度であった。

【0216】感度向上処理を施さずに濡れ性可変層表面 に超高圧水銀ランプにより20ml/cm²(365mm)の照度で 紫か線照射を行った結果、40mN/mの濡れ指数標準 素が対する接触角が0度になるまでに180秒間要し た。

【0217】(実施例6:熱処理による感度の向上) イ ソプロビルアルコール3g、酸化チタンゾル(商品名: 5K-01、石原産業製) 2gを混合し100℃20分間 攪拌した。この溶液を厚さ0.7mmの無アルカリガラ ス基板上にスピンコーティング法によりコートし、20 分間、150℃で加熱後、厚さ0.15μmの光触媒合 石層を得か。

【0218】次に、デュボン社製のNYLFSM100(商品 名)のIPA10ut、%溶液を調整し、上記光触媒含有 層上にスピンコーティング法によりコートし、20分間 150℃で加熱後、厚さ0.1 μmの分解除去層を形成 した。

【0219】この層の40mN/mの濡れ指数標準液に 対する接触角を接触角測定器(協和界面科学製、CA-Z型)により測定した結果55度であった。

【0220】次いで、この光触媒含有層表面を50℃のホットプレート上に設置した状態で、超高圧水焼ランプにより20mW/cm²(365mm)の照度で繋外線照射を行った結果、40mN/mの適化指数振準液に対する接触角が0度になるまでに40秒間要した。

【0221】(比較例3)実施例6と同様にして光触線 含有層を作製した。次いで実施例6と同様にして、分解 除去履を形成した。この分解除去層の40mN/mの濡 れ指数機率流に対する接触のを接触角類定器(協和界面 科学製 (A-2型)により測定した結果55度であった。 【0222】 感度向上処理を施まずに分解除上層表面に 超高圧水銀ランプにより20mW/cm²(365nm)の照度 で業外線照射を行った結果、40mN/mの濡れ指数標 準液的度となるまでに1659階間更した。

[0223]

【発明の効果】本発明においては、光触媒合有層に対して態度向上処理を施しているので、エネルギー照射した場合の光触媒合有層等の濡れ性が変化する層上での濡れ性の変化理度が強いことから、所定の濡れ性の差を有するパターンを形成する場合は、短時間の照射で形成することができ、パターン形成体の製造効率が向上し、コスト的に有利なパターン形成体を提供することができる。また、効率呼いに許容される範囲の照射時間で、濡れ性の差がより大きい濡れ性の異なるパターンを形成することができるとから、このパターン形成体上に機能性部を付着させて得られる機能性素子を高精度に製造することができるという効果を奏するものである。

(22)101-272774 (P2001-272774A)

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7		識別記号	FΙ			(参考)
G03F	7/11	501	G03F	7/11	501	
	7/38	501		7/38	501	